PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-019871

(43) Date of publication of application: 23.01.2001

(51)Int.Cl.

CO9B 67/50 CO9B 67/12 G03G G03G G03G 5/07

(21)Application number: 2000-133886

(71)Applicant: RICOH CO LTD

(22)Date of filing:

02.05.2000

(72)Inventor: NIIMI TATSUYA

SUZUKI TETSUO

(30)Priority

Priority number: 11125871

Priority date: 06.05.1999

Priority country: JP

(54) ELECTROPHOTOGRAPHIC PHOTORECEPTOR AND ELECTROPHOTOGRAPHIC METHOD, ELECTROPHOTOGRAPHIC APPARATUS, AND PROCESS CARTRIDGE FOR **ELECTROPHOTOGRAPHIC APPARATUS**

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a stable photoconductive material which bas chargeability not degradable by repeated use without detriment to its high sensitivity by using a titanylphthalocyanine crystal giving a specified X-ray diffraction spectrum. SOLUTION: This titanylphthalocyanine (TiOPc) crystal has the max. diffraction peak at 27,2° and the lowest-angle-side diffraction peak at 7.3° as diffraction peaks (±0.2°) of Bragg angles 2θ with the characteristic X-ray (wavelength of 1.514 Å) of CuKα. TiOPc synthesized without using titanium halide is preferable. The TiOPc crystal is preferably prepared by subjecting an amorphous TiOPc having the max, diffration peak at 7.0° -7.5° diffraction peak (±0.2°) of Bragg angle 2θ with characteristic X-ray (wavelength of 1.514 Å) of CuKα to crystal transformation with an organic solvent in the presence of water.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

27.07.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2001-19871 (P2001-19871A)

(43)公開日 平成13年1月23日(2001.1.23)

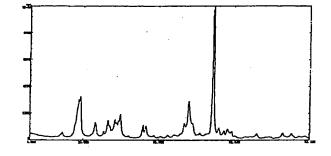
(51) Int.Cl.7		識別記号 F		FΙ	ΡI			テーマコード(参考)		
C09B	67/50			C 0 9	9 B	67/50		Z		
	67/12					67/12	*			
G 0 3 G	5/047			GO	3 G	5/047			•	
	5/05	101			_	5/05		101		
	5/06	3 1 2				5/06		312		
	5, 55		E讃求	未蘭求	散		OL	(全 55 頁)	最終頁に続く	
(21)出願番号		特願2000-133886(P2000-133886)		(71)	出願人	ر 0000067	747			
						株式会	社リコ・			
(22)出願日		平成12年5月2日(2000.5.2)		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			大田区	区中馬込1丁目3番6号		
(/ / 		· ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		(72)発明者 新美 達也						
(31)優先権主張番号		特願平 11-125871				東京都	大田区	中馬込1丁目:	3番6号 株式	
(32)優先日		平成11年5月6日(1999.5.6)		· ·		会社リ				
(33)優先権主張国		日本 (JP)		(72)	発明を	5 鈴木 5	哲郎	-		
,						東京都	大田区	中馬込1丁目:	3番6号 株式	
						会社リ	コー内			
				(74)	代理	1001056	581		•	
•						弁理士	武井	秀彦		
							•	· ·		
						•				
•										
				1						

(54) 【発明の名称】 電子写真感光体及び電子写真方法、電子写真装置ならびに電子写真装置用プロセスカートリッジ

(57)【要約】 (修正有)

【課題】 高感度を失うことなく繰り返し使用によっても帯電性の低下を生じない安定な光導電材料、また、分散液、帯電性の低下、或いは残留電位の増大を生じない安定な電子写真感光体、さらに、膜削れの少ない電子写真感光体を、異常画像の少ない、安定した画像を得ることのできる電子写真方法、電子写真装置、電子写真用プロセスカートリッジ、高速プリントに対応し、かつ繰り返し使用によっても感光体の絶縁破壊を生じず、安定な画像を形成することができる電子写真方法、電子写真装置、電子写真用プロセスカートリッジ、感光体の耐摩耗性を向上した高耐久な電子写真装置。

【解決手段】 Cu K α の特性 X線(波長 1.514 Å)に対するブラッグ角 2 θ の回折ピーク(±0.2 °)として、少なくとも 2 7.2 °に最大回析ピークを有し、かつ最も低角側の回析ピークとして 7.3 °にピークを有することを特徴とするチタニルフタロシアニン結晶。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 CuKαの特性X線(波長1.514 Å) に対するブラッグ角2θの回折ピーク(±0.2 。)として、少なくとも27.2。に最大回析ピークを 有し、かつ最も低角側の回析ピークとして7.3°にピ ークを有することを特徴とするチタニルフタロシアニン 結晶。

【請求項2】 前記チタニルフタロシアニンが、9.4 。より低角側の領域における回析ピークが 7.3°であ ることを特徴とする請求項1に記載のチタニルフタロシ 10 アニン結晶。

【請求項3】 前記チタニルフタロシアニンが、7.4 ~9.4°の範囲にピークを有さないことを特徴とする 請求項1に記載のチタニルフタロシアニン結晶。

【請求項4】 前記チタニルフタロシアニンが、28. 6°にも同時にピークを有する場合、その強度が27. 2°の強度の20%未満であることを特徴とする請求項 1乃至3の何れかに記載のチタニルフタロシアニン結

【請求項5】 前記チタニルフタロシアニンが、ハロゲ 20 ン化チタンを用いずに合成されたものであることを特徴 とする請求項1乃至4の何れかに記載のチタニルフタロ シアニン結晶。

【請求項6】 CuKαの特性X線(波長1. 514 A) に対するブラッグ角 2 θ の回折ピーク (±0.2) ゜)として、少なくとも7.0~7.5゜に最大回折ピ 一クを有する不定形チタニルフタロシアニンを、水の存 在下で有機溶媒により、結晶変換されたことを特徴とす る請求項1乃至5の何れかに記載のチタニルフタロシア ニン結晶。

【請求項7】 前記7.0~7.5°の回折ピークの半 値巾が1°以上である不定形チタニルフタロシアニン を、水の存在下で有機溶媒により、結晶変換されたこと を特徴とする請求項1乃至5の何れかに記載のチタニル フタロシアニン結晶。

【請求項8】 前記有機溶媒が少なくとも、テトラヒド ロフラン、シクロヘキサノン、トルエン、塩化メチレ ン、二硫化炭素、オルトジクロロベンゼン、1,1,2 ートリクロロエタンの中から選ばれる一種を含むことを 特徴とする請求項6または7に記載のチタニルフタロシ 40 アニン結晶。

【請求項9】 CuKαの特性X線(波長1.514 A) に対するプラッグ角 2 θ の回折ピーク (± 0. 2) 。)として、少なくとも7.0~7.5。に最大回折ピ 一クを有する不定形チタニルフタロシアニンを、水の存 在下で有機溶媒によって、結晶変換を行なうことを特徴 、とする請求項1乃至5の何れかに記載のチタニルフタロ シアニン結晶の製造方法。

【請求項10】 前記7.0~7.5°の回折ピークの 半値巾が1°以上である不定形チタニルフタロシアニン 50 を、水の存在下で有機溶媒により、結晶変換されたこと を特徴とする請求項9に記載のチタニルフタロシアニン 結晶の製造方法。

【請求項11】 前記有機溶媒が少なくとも、テトラヒ ドロフラン、シクロヘキサノン、トルエン、塩化メチレ ン、二硫化炭素、オルトジクロロベンゼン、1,1,2 ートリクロロエタンの中から選ばれる一種を含むことを 特徴とする請求項9または10に記載のチタニルフタロ シアニン結晶の製造方法。

【請求項12】 前記請求項1乃至8の何れかに記載の チタニルフタロシアニン結晶を含有することを特徴とす る電子写真感光体用分散液。

【請求項13】 前記分散液に含有される分散液が少な・ くとも、ケトン系あるいはエステル系有機溶媒の中から 選ばれる一種を含むことを特徴とする請求項12に記載 の電子写真感光体用分散液。

【請求項14】 前記分散液に含有されるバインダー樹 脂が少なくとも、アセチル化度が4mo1%以上のポリ ビニルアセタールを含むことを特徴とする請求項12ま たは13に記載の電子写真感光体用分散液。

【請求項15】 導電性支持体上に少なくとも、電荷発 生物質と電荷輸送層物質を含有する感光層を設けた電子 写真感光体において、該感光層中の電荷発生物質が、請 求項1乃至8の何れかに記載のチタニルフタロシアニン 結晶であることを特徴とする電子写真感光体。

【請求項16】 前記感光層中に、アセチル化度が4m o 1%以上のポリビニルアセタールを含むことを特徴と する請求項15に記載の電子写真感光体。

【請求項17】 前記感光層の吸収スペクトルが、81 0 n m 以短にピークを有することを特徴とする請求項1 5に記載の電子写真感光体。

【請求項18】 導電性支持体上に少なくとも感光層を 有し、前記感光層が電荷発生物質及び電荷輸送物質を含 有してなる電子写真感光体において、該電子写真感光体 の実使用時における画像書き込み時の電界強度における 該感光層の移動度が、1×10³ (cm/Vsec)以 上であり、かつ該電荷発生物質が請求項1乃至8の何れ かに記載のチタニルフタロシアニン結晶であることを特 徴とする電子写真感光体。

【請求項19】 導電性支持体上に少なくとも、電荷発 生物質を含有する電荷発生層と低分子電荷輸送物質と不 活性高分子を含有する電荷輸送層とからなる感光層を設 けた電子写真感光体において、該電子写真感光体の実使 用時における画像書き込み時の電界強度における該電荷 輸送層の移動度が、1×10⁻⁵ (cm/Vsec)以上 であり、かつ該電荷発生物質が請求項1乃至8の何れか に記載のチタニルフタロシアニン結晶であることを特徴 とする電子写真感光体。

【請求項20】 前記低分子の電荷輸送物質が、下記式 (I), (II), (III), (IV), (V) st.t.k (V

. •

I) の何れかで表わされる材料であることを特徴とする * 【化1】 請求項19に記載の電子写真感光体。 *

(式中、R1、R2、R1及びR1は水素原子、置換もしくは無置換の低級アルキル基、置換もしくは無置換のアリール基を表わし、Ar1は置換又は無置換のアリール基を表わし、Ar2は置換もしくは無置換のアリーレン基 ※10

※を表わし、 R_1 と Ar_1 は共同で環を形成してもよく、またkは0又は1の整数である。)

【化2】

(式中、Rsは低級アルキル基、低級アルコキシ基又は ★アルキル基、低級アルコキシ基又はハロゲン原子を表わ ハロゲン原子を表わし、1は0~4の整数を表わし、R す。) 。、Rzは同一でも異なっていてもよく、水素原子、低級★20 【化3】

(式中、R。、R。及びR。は、水素原子、アミノ基、ア ☆ ルコキシ基、チオアルコキシ基、アリールオキシ基、メ チレンジオキシ基、置換もしくは無置換のアルキル基、ハロゲン原子、又は置換もしくは無置換のアリール基を 30表わす。mは1~3の整数を表わす。)

☆ (式中、A: 人A: は置換もしくは無置換のアルキル基又は置換もしくは無置換のアリール基を表わし、それぞれ同一でも異なっていてもよい。Ar: は置換又は無置換の縮合多環式炭化水素を表わす。)
【化5】

【化4】

(式中、Ar・は芳香族基、Rii は水素原子、置換もしくは無置換のアルキル基又はアリール基を表わす。 pは 0又は1、 qは1又は2であって、 p=0、 q=1の場

合、Ar, とR, は共同で環を形成してもよい。) 【化6】

(式中、R₁₂、R₁₃は水素原子、ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、置換もしくは無置換のアルキル基等、R₁₄、R₁₅は水素原子、シアノ基、アルコキシカルボニル基、置換もしくは無置換のアルキル基、R₁₆は水素原子、低級アルキル基又はアルコキシ基を表わす。Wは水素原子、置換もしくは無置換のアルキル基等、rは1~5の整数、sは1~4の整数、tは0~2の整数、uは1~3の整数、vは1~2の整数を表わす。)

【請求項21】 前記電荷輸送層における低分子の電荷 20 輸送物質濃度が45 wt%以下であることを特徴とする 請求項19または20に記載の電子写真感光体。

【請求項22】 前記不活性高分子が、ポリカーボネートであることを特徴とする請求項19に記載の電子写真感光体。

【請求項23】 導電性支持体上に少なくとも、電荷発生物質を含有する電荷発生物質を含有する電荷発生層と高分子電荷輸送物質を含有する電荷輸送層を設けた電子写真感光体において、該電子写真感光体の実使用時における画像書き込み時の電界強度における該電荷輸送層の 30 移動度が、1×10 (cm/Vsec)以上であり、かつ該電荷発生物質が請求項1乃至8の何れかに記載のチタニルフタロシアニン結晶であることを特徴とする電子写真感光体。

【請求項24】 前記電子写真感光体の電荷輸送層に含有される高分子電荷輸送物質が、少なくともトリアリールアミン構造を主鎖及び/又は側鎖に含むポリカーボネートであることを特徴とする請求項23に記載の電子写真感光体。

【請求項25】 電子写真感光体に、少なくとも帯電、画像露光、現像、転写を繰り返し行なう電子写真方法であって、該電子写真感光体が請求項15乃至24の何れかに記載の電子写真感光体であることを特徴とする電子写真方法。

【請求項26】 帯電部材に直流成分に交流成分を重畳 し、感光体に帯電を与えることを特徴とする請求項25 に記載の電子写真方法。

【請求項27】 前記帯電手段が感光体と接触もしくは 近接配置された帯電部材であることを特徴とする請求項 25または26に記載の電子写真方法。 【請求項28】 少なくとも帯電手段、画像露光手段、 現像手段、転写手段および電子写真感光体を具備してな る電子写真装置であって、該電子写真感光体が請求項1 5乃至24の何れかに記載の電子写真感光体であること を特徴とする電子写真装置。

【請求項29】 前記帯電手段が感光体と接触、もしくは近接配置された帯電部材であることを特徴とする請求項28に記載の電子写真装置。

【請求項30】 帯電部材に直流成分に交流成分を重畳し、感光体に帯電を与えることを特徴とする請求項28 または29に記載の電子写真装置。

【請求項31】 前記帯電手段が、感光体と接触もしくは近接配置された帯電部材であることを特徴とする請求項28乃至30の何れかに記載の電子写真装置用プロセスカートリッジ。

【請求項32】 帯電部材に直流成分に交流成分を重畳し、感光体に帯電を与えることを特徴とする請求項28 乃至31の何れかに記載の電子写真装置装置用プロセス カートリッジ。

【請求項33】 少なくとも電子写真感光体を具備してなる電子写真装置用プロセスカートリッジであって、該電子写真感光体が請求項15乃至24の何れかに記載の電子写真感光体であることを特徴とする電子写真装置用プロセスカートリッジ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、新規な光導電材料、詳しくは、特定のX線回析スペクトルを与える新規フタロシアニン結晶、それを用いた電子写真感光体用分散液、その分散液を塗工することにより得られる電子写真感光体、その感光体を使用した電子写真方法、電子写真装置、電子写真用プロセスカートリッジに関する。 さらにまた、本発明は、接触もしくは近接配置された帯電ローラーを用い、画像欠陥の少ない電子写真装置に関する。また、前記特性を維持したまま、感光体の耐摩耗性を向上した機械的高耐久な電子写真装置に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、電子写真方式を用いた情報処理シ 50 ステム機の発展は日覚ましいものがある。特に情報をデ ジタル信号に変換して光によって情報記録を行なう光プリンターは、そのプリント品質、信頼性において向上が著しい。このデジタル記録技術はプリンターのみならず通常の複写機にも応用され所謂デジタル複写機が開発されている。また、従来からあるアナログ複写にこのデジタル記録技術を搭載した複写機は、種々様々な情報処理機能が付加されるため今後その需要性がますます高まっていくと予想される。

【0003】光プリンターの光源としては現在のところ 小型で安価で信頼性の高い半導体レーザー (LD) や発 10 光ダイオード (LED) が多く使われている。現在よく 使われているLEDの発光波長は660nmであり、L Dの発光波長域は近赤外光領域にある。このため可視光 領域から近赤外光領域に高い感度を有する電子写真感光 体の開発が望まれている。

【0004】電子写真感光体の感光波長域は感光体に使用される電荷発生物質の感光波長域によってほぼ決まってしまう。そのため従来から各種アゾ顔料、多環キノン系顔料、三方晶形セレン、各種フタロシアニン顔料等多くの電荷発生物質が開発されている。それらの内、特開平3-35064号公報、特開平3-35245号公報、特開平3-37669号公報、特開平3-269064号公報、特開平7-319179号公報等に記載されているチタニルフタロシアニン(TiOPcと略記されているチタニルフタロシアニン(TiOPcと略記される)は600~800nmの長波長光に対して高感度を示すため、光源がLEDやLDである電子写真プリンターやデジタル複写機用の感光体用材料として極めて重要かつ有用である。

【0005】一方、カールソンプロセスおよび類似プロセスにおいて繰り返し使用される電子写真感光体の条件としては、感度、受容電位、電位保持性、電位安定性、残留電位、分光特性に代表わされる静電特性が優れていることが要求される。とりわけ、高感度感光体については繰り返し使用による帯電性の低下と残留電位の上昇が、感光体の寿命特性を支配することが多くの感光体で経験的に知られており、前記チタニルフタロシアニンもこの例外ではない。したがって、チタニルフタロシアニンを用いた感光体の繰り返し使用による安定性は未だ十分とはいえず、その技術の完成が熱望されていた。

*【0006】電子写真プロセス中のオゾン・NOx発生量の低減、および帯電時の省エネルギーの観点から、帯電ローラ方式が提案されている。これは、帯電用のロラが感光体に接触もしくは近接配置された状態で使用されるものである。確かに、スコロトロンに代表される非接触帯電器に比べ、帯電器に印可する電圧が小さくて済み、前記反応性ガスの発生量が少なくなる。しかしながら、大きな副作用として、感光体の絶縁破壊という問題が生じる。これは、帯電ローラ使用による感光体への帯電が微小ギャップでの放電により行なわれるためと解釈されているが、詳細については分かっていない。更に、この絶縁破壊を防ぐ有効な手段もほとんど提案されていない。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、高感 度を失うことなく繰り返し使用によっても帯電性の低下 を生じない安定な光導電材料を提供することであり、ま た、これら光導電材料の特性を生かし切った分散液を提 供することにある。また、本発明の他の目的は、高感度 を失うことなく繰り返し使用によっても帯電性の低下、 或いは残留電位の増大を生じない安定な電子写真感光体 を提供することにある。また、繰り返し使用によっても 膜削れの少ない電子写真感光体を提供することにある。 別の目的は、繰り返し使用によっても異常画像の少な い、安定した画像を得ることのできる電子写真方法、電 子写真装置、電子写真用プロセスカートリッジを提供す ることにある。さらにまた、本発明の他の目的は、高速 プリントに対応し、かつ繰り返し使用によっても感光体 の絶縁破壊を生じず、安定な画像を形成することができ る電子写真方法、電子写真装置、電子写真用プロセスカ ートリッジを提供することにある。さらには、前記特性 を維持したまま、感光体の耐摩耗性を向上した高耐久な 電子写真装置を提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明で用いられる新規 チタニルフタロシアニン顔料結晶の基本構造は次の一般 式(A)で表わされる。

[0009]

(式中、 X_1 、 X_2 、 X_3 、 X_4 は各々独立に各種ハロゲン 数字を表わす。) 原子を表わし、n、m、n、n 、k は各々独立的に0 ~4 の 50 本発明者らは、T i O P c の結晶型に着日し、上記課題

を解決すべく感光体の繰り返し使用後の静電特性に関し て鋭意検討を行ない、本発明を完成するに至った。

【0010】すなわち、本発明によれば、(1)「Cu Kαの特性X線 (波長1. 514Å) に対するブラッグ 角 2θ の回折ピーク(\pm 0. 2°) として、少なくとも 27. 2°に最大回析ピークを有し、かつ最も低角側の 回析ピークとして7.3°にピークを有することを特徴 とするチタニルフタロシアニン結晶」、(2)「前記チ タニルフタロシアニンが、9.4°より低角側の領域に おける回析ピークが 7. 3° であることを特徴とする前 10 記第(1)項に記載のチタニルフタロシアニン結晶」、 (3) 「前記チタニルフタロシアニンが、7.4~9.

- 4°の範囲にピークを有さないことを特徴とする前記第 (1) 項に記載のチタニルフタロシアニン結晶」、
- (4) 「前記チタニルフタロシアニンが、28.6°に も同時にピークを有する場合、その強度が27.2°の 強度の20%未満であることを特徴とする前記第(1) 項乃至第(3)項の何れかに記載のチタニルフタロシア ニン結晶」、(5)「前記チタニルフタロシアニンが、 ハロゲン化チタンを用いずに合成されたものであること を特徴とする前記第(1)項乃至第(4)項の何れかに 記載のチタニルフタロシアニン結晶」、(6)「CuK αの特性X線(波長1.514Å)に対するブラッグ角 2θ の回折ピーク($\pm 0.2^{\circ}$)として、少なくとも 7.0~7.5°に最大回折ピークを有する不定形チタ ニルフタロシアニンを、水の存在下で有機溶媒により、 結晶変換されたことを特徴とする前記第(1)項乃至第
- (5) 項の何れかに記載のチタニルフタロシアニン結 晶」、(7) 「前記7.0~7.5° の回折ピークの半 値巾が1°以上である不定形チタニルフタロシアニン を、水の存在下で有機溶媒により、結晶変換されたこと を特徴とする前記第(1)項乃至第(5)項の何れかに 記載のチタニルフタロシアニン結晶」、(8)「前記有 機溶媒が少なくとも、テトラヒドロフラン、シクロヘキ サノン、トルエン、塩化メチレン、二硫化炭素、オルト ジクロロベンゼン、1、1、2-トリクロロエタンの中 から選ばれる一種を含むことを特徴とする前記第(6) 項または第(7)項に記載のチタニルフタロシアニン結 晶」が提供される。

【0011】また、本発明によれば、(9) 「CuKα の特性X線(波長1.514Å) に対するブラッグ角2 θ の回折ピーク(\pm 0.2°) として、少なくとも7. 0~7.5°に最大回折ピークを有する不定形チタニル フタロシアニンを、水の存在下で有機溶媒によって、結 晶変換を行なうことを特徴とする前記第 (1) 項乃至第 (5) 項の何れかに記載のチタニルフタロシアニン結晶 の製造方法」、(10)「前記7.0~7.5°の回折 ピークの半値巾が1°以上である不定形チタニルフタロ シアニンを、水の存在下で有機溶媒により、結晶変換さ れたことを特徴とする前記第 (9) 項に記載のチタニル 50 10

フタロシアニン結晶の製造方法」、(11)「前記有機 溶媒が少なくとも、テトラヒドロフラン、シクロヘキサ ノン、トルエン、塩化メチレン、二硫化炭素、オルトジ クロロベンゼン、1, 1, 2-トリクロロエタンの中か ら選ばれる一種を含むことを特徴とする前記第 (9) 項

または第(10)項に記載のチタニルフタロシアニン結 晶の製造方法」が提供される。

【0012】また、本発明によれば、(12)「前記第 (1) 項乃至第(8) 項の何れかに記載のチタニルフタ ロシアニン結晶を含有することを特徴とする電子写真感 光体用分散液」、(13)「前記分散液に含有される分 散液が少なくとも、ケトン系あるいはエステル系有機溶 媒の中から選ばれる一種を含むことを特徴とする前記第 (12)項に記載の電子写真感光体用分散液」、(1

4) 「前記分散液に含有されるバインダー樹脂が少なく とも、アセチル化度が4mo1%以上のポリビニルアセ タールを含むことを特徴とする前記第(12)項または 第(13)項に記載の電子写真感光体用分散液」が提供 される。

【0013】また、本発明によれば、(15)「導電性 支持体上に少なくとも、電荷発生物質と電荷輸送層物質 を含有する感光層を設けた電子写真感光体において、該 感光層中の電荷発生物質が、前記第(1)項乃至第

(8) 項の何れかに記載のチタニルフタロシアニン結晶 であることを特徴とする電子写真感光体」、(16) 「前記感光層中に、アセチル化度が4mol%以上のポ リビニルアセタールを含むことを特徴とする前記第 (1 5)項に記載の電子写真感光体」、(17)「前記感光 層の吸収スペクトルが、810nm以短にピークを有す ることを特徴とする前記第(15)項に記載の電子写真 感光体」が提供される。

【0014】さらにまた、本発明によれば(18)「導 電性支持体上に少なくとも感光層を有し、前記感光層が 電荷発生物質及び電荷輸送物質を含有してなる電子写真 感光体において、該電子写真感光体の実使用時における 画像書き込み時の電界強度における該感光層の移動度 が、1×10[®] (cm/Vsec)以上であり、かつ該 電荷発生物質が前記第(1)項乃至第(8)項の何れか に記載のチタニルフタロシアニン結晶であることを特徴 とする電子写真感光体」、(19)「導電性支持体に少 なくとも電荷発生物質を含有する電荷発生層と低分子電 荷輸送物質と不活性高分子を含有する電荷輸送層とから なる感光層を設けた電子写真感光体において、該電子写 真感光体の実使用時における画像書き込み時の電界強度 における該電荷輸送層の移動度が、1×10° (cm/ Vsec)以上であり、かつ該電荷発生物質が前記第 (1)項乃至第(8)項の何れかに記載のチタニルフタ ロシアニン結晶であることを特徴とする電子写真感光 体」、(20)「前記低分子の電荷輸送物質が、下記式

(I), (II), (III), (IV), (V) state (V

I) の何れかで表わされる材料であることを特徴とする * [0015] 【化8】 前記第(19)項に記載の電子写真感光体;

$$R_1$$
 R_2
 $C = C$
 $C + C$
 $C + C$
 R_1
 R_2
 R_3
 R_4
 R_4
 R_4
 R_4
 R_4
 R_4

(式中、R1、R2、R1及びR1は水素原子、置換もしく は無置換の低級アルキル基、置換もしくは無置換のアリ ール基を表わし、Ariは置換又は無置換のアリール基

11

※を表わし、R1とA11は共同で環を形成してもよく、ま たkは0又は1の整数である。)

[0016]

を表わし、Arzは置換もしくは無置換のアリーレン基 ※10 【化9】

$$R_{5}$$
 $(R_{5})_{1}$
 $(R_{5})_{1}$
 R_{7}
 (II)

(式中、Rs は低級アルキル基、低級アルコキシ基又は ★す。) ハロゲン原子を表わし、1は0~4の整数を表わし、R [0017] 6、R7は同一でも異なっていてもよく、水素原子、低級 20 【化10】 アルキル基、低級アルコキシ基又はハロゲン原子を表わ★

$$\begin{pmatrix} R_{8} & R_{9} \\ \hline \end{pmatrix}_{m} - \begin{pmatrix} R_{10} \\ \hline \end{pmatrix}_{3-m}$$

$$(III)$$

(式中、Ra、Ra及びRio は、水素原子、アミノ基、ア ルコキシ基、チオアルコキシ基、アリールオキシ基、メ チレンジオキシ基、置換もしくは無置換のアルキル基、 ハロゲン原子、又は置換もしくは無置換のアリール基を 表わす。mは1~3の整数を表わす。)

☆ (式中、A1、A2は置換もしくは無置換のアルキル基又 は置換もしくは無置換のアリール基を表わし、それぞれ 30 同一でも異なっていてもよい。Ar,は置換又は無置換 の縮合多環式炭化水素を表わす。)

[0019] 【化12】

[0018]

Ar₃

$$A_{1}$$

$$A_{2}$$

$$CH=C - (CH=CH) - Ar_{4}$$

$$R_{11}$$

$$Q - \dots (V)$$

(式中、Ar,は芳香族基、Rii は水素原子、置換もし くは無置換のアルキル基又はアリール基を表わす。pは 0又は1、qは1又は2であって、p=0、q=1の場 合、Ar,とRii は共同で環を形成してもよい。) [0020] 【化13】

(式中、Riz、Ris は水素原子、ハロゲン原子、ニトロ 基、シアノ基、置換もしくは無置換のアルキル基等、R и、Ris は水素原子、シアノ基、アルコキシカルボニル 基、置換もしくは無置換のアルキル基、Ris は水素原 子、低級アルキル基又はアルコキシ基を表わす。Wは水 素原子、置換もしくは無置換のアルキル基等、 r は1~ 5の整数、sは1~4の整数、tは0~2の整数、uは 1~3の整数、vは1~2の整数を表わす。)」、(2 1) 「前記電荷輸送層における低分子の電荷輸送物質濃 20 度が45wt%以下であることを特徴とする前記第(1 9) 項または第(20)項に記載の電子写真感光体」、 (22) 「前記不活性高分子が、ポリカーボネートであ ることを特徴とする前記第 (19) 項に記載の電子写真 感光体」、(23)「導電性支持体上に少なくとも、電 荷発生物質を含有する電荷発生物質を含有する電荷発生 層と高分子電荷輸送物質を含有する電荷輸送層を設けた*

*電子写真感光体において、該電子写真感光体の実使用時における画像書き込み時の電界強度における該電荷輸送層の移動度が、1×10 (cm/Vsec)以上であり、かつ該電荷発生物質が前記第(1)項乃至第(8)項の何れか1に記載のチタニルフタロシアニン結晶であることを特徴とする電子写真感光体」、(24)「前記電子写真感光体の電荷輸送層に含有される高分子電荷輸送物質が、少なくともトリアリールアミン構造を主当鎖及び/又は側鎖に含むポリカーボネートであることを特徴とする前記第(23)項に記載の電子写真感光体」、(25)「前記電荷輸送物質が下記一般式(VII)で表わされる高分子電荷輸送物質であることを特徴とする前記第(24)項に記載の電子写真感光体;

【0021】 【化14】

式中、 R_1 、 R_2 、 R_1 はそれぞれ独立して置換もしくは 無置換のアルキル基又はハロゲン原子、 R_4 は水素原子 又は置換もしくは無置換のアルキル基、 R_5 、 R_6 は置換 40 もしくは無置換のアリール基、0、p、qはそれぞれ独立して $0\sim4$ の整数、k、jは組成を表わし、0. $1\leq k\leq 1$ 、 $0\leq j\leq 0$. 9であり、nは繰り返し単位数を表わし5~5000の整数である。Xは脂肪族の2価基、環状脂肪族の2価基、または下記一般式で表わされる2価基を表わす。

[0022] [化15]

式中、Rim 、Rim は各々独立して置換もしくは無置換のアルキル基、アリール基またはハロゲン原子を表わす。1、mは0~4の整数、Yは単結合、炭素原子数1~12の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキレン基、-O-、-S-、-SO-、-SO-、-CO-、-CO-O-Z-O-CO-(式中Zは脂肪族の2価基を50表わす。)または、

$$- \left(CH_{2} \right) = \left(\begin{array}{c} R_{103} \\ Si \\ R_{104} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} R_{103} \\ R_{103} \\ R_{104} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} R_{104} \\ R_{104} \end{array} \right) =$$

(式中、aは1~20の整数、bは1~2000の整 数、Rim 、Rim は置換または無置換のアルキル基又は アリール基を表わす。)を表わす。ここで、Rn,とR 102 、R103 とR104 は、それぞれ同一でも異なってもよ い。」、(26)「前記電荷輸送物質が下記一般式 (V※ ※III) で表わされる高分子電荷輸送物質であることを特 徴とする前記第(24)項に記載の電子写真感光体; [0024]

【化17】

$$\begin{array}{c|c}
 & O \\
 & O \\$$

式中、Ri、Riは置換もしくは無置換のアリール基、A rı、Arı、Arıは同一又は異なるアリレン基を表わ す。X、k、jおよびnは、(VII)式の場合と同じで ある。」、(27)「前記電荷輸送物質が下記一般式 ★ ★ (IX) で表わされる高分子電荷輸送物質であることを 特徴とする前記第(24)項に記載の電子写真感光体; [0025]

【化18】

$$\begin{array}{c|c}
 & O \\
 & O \\$$

式中、Ro、Roは置換もしくは無置換のアリール基、 Ari、Ari、Ariは同一又は異なるアリレン基を表 わす。X、k、jおよびnは、(VII)式の場合と同 じである。」、(28)「前記電荷輸送物質が下記一般☆ ☆式(X)で表わされる高分子電荷輸送物質であることを 特徴とする前記第(24)項に記載の電子写真感光体; [0026]

【化19】

式中、Rn、Rnは置換もしくは無置換のアリール基、 Ari、Ari、Ariは同一又は異なるアリレン基、p は1~5の整数を表わす。X、k、jおよびnは、(V II) 式の場合と同じである。」、(29) 「前記電荷 輸送物質が下記一般式 (XI) で表わされる高分子電荷

輸送物質であることを特徴とする前記第(24)項に記 載の電子写真感光体;

[0027]

【化20】

式中、Rn、Rnは置換もしくは無置換のアリール基、 Arю 、Arп 、Arn は同一又は異なるアリレン基、 Xı、Xzは置換もしくは無置換のエチレン基、又は置換 もしくは無置換のビニレン基を表わす。X、k、jおよ びnは、(VII) 式の場合と同じである。」、(3 *

* 0) 「前記電荷輸送物質が下記一般式 (XII) で表わさ 10 れる高分子電荷輸送物質であることを特徴とする前記第 (24)項に記載の電子写真感光体;

[0028] 【化21】

式中、Ris、Ris、Rir、Rirは置換もしくは無置換の アリール基、Ara、Ara、Ars、Ars は同一又 は異なるアリレン基、Yı、Yı、Yıは単結合、置換も しくは無置換のアルキレン基、置換もしくは無置換のシ クロアルキレン基、置換もしくは無置換のアルキレンエ ーテル基、酸素原子、硫黄原子、ビニレン基を表わし同 ーであっても異なってもよい。X、k、jおよびnは、※30

※ (VII) 式の場合と同じである。」、(31) 「前記 電荷輸送物質が下記一般式(XIII)で表わされる高分 子電荷輸送物質であることを特徴とする前記第(24) 項に記載の電子写真感光体;

· · · (XII)

[0029] 【化22】

式中、Rn、Rnは水素原子、置換もしくは無置換のア い。Arn、Arn、Arn は同一又は異なるアリレン 基を表わす。X、k、jおよびnは、(VII)式の場 合と同じである。」、(32)「前記電荷輸送物質が下★

★記一般式 (XIV) で表わされる高分子電荷輸送物質であ リール基を表わし、Rn とRn は環を形成していてもよ 40 ることを特徴とする前記第(24)項に記載の電子写真 威光体:

[0030]

$$\left\{ \begin{array}{c} \left(-\text{O} - \text{Ar}_{20} - \text{CH} = \text{CH} - \text{Ar}_{21} \\ \text{N} \\ \text{R}_{21} \end{array} \right) + \left(-\text{O} - \text{Ar}_{22} - \text{O} - \overset{\text{O}}{\text{C}} - \overset{\text{O}}{\text{C}} \\ \text{R}_{21} \right) + \left(-\text{O} - \text{Ar}_{22} - \text{O} - \overset{\text{O}}{\text{C}} - \overset{\text{O}}{\text{C}} \right) + \left(-\text{O} - \text{Ar}_{20} - \text{O} - \overset{\text{O}}{\text{C}} \right) + \left(-\text{O} - \text{Ar}_{20} - \text{O} - \overset{\text{O}}{\text{C}} \right) + \left(-\text{O} - \text{Ar}_{20} - \text{O} - \overset{\text{O}}{\text{C}} \right) + \left(-\text{O} - \text{Ar}_{20} - \text{O} - \overset{\text{O}}{\text{C}} \right) + \left(-\text{O} - \text{Ar}_{20} - \text{O} - \overset{\text{O}}{\text{C}} \right) + \left(-\text{O} - \text{Ar}_{20} - \text{O} - \overset{\text{O}}{\text{C}} \right) + \left(-\text{O} - \text{Ar}_{20} - \text{O} - \overset{\text{O}}{\text{C}} \right) + \left(-\text{O} - \text{Ar}_{20} - \text{O} - \overset{\text{O}}{\text{C}} \right) + \left(-\text{O} - \overset{\text{O}}{\text{C}} \right) + \left(-\text$$

---(XIV)

式中、Rnは置換もしくは無置換のアリール基を表わ アリレン基を表わす。X、k、jおよびnは、(VI し、Arm、Arm、Arm、Armは同一又は異なる 50 I) 式の場合と同じである。」、(33) 「前記電荷輸

送物質が下記一般式 (XV) で表わされる高分子電荷輸 *【0031】 送物質であることを特徴とする前記第 (24) 項に記載 【化24】 の電子写真感光体; *

式中、R₂、R₂、R₂、R₄、R₅ は置換もしくは無置換の アリール基、A₁ R₄、A₁ A₂、A₁ A₂、A₁ A₁ A₂ は同一又は異なるアリレン基を表わす。X、k、jおよ びnは、(VII) 式の場合と同じである。J、(3

4) 「前記電荷輸送物質が下記一般式 (XVI) で表わ ※

※される高分子電荷輸送物質であることを特徴とする前記 第(24)項に記載の電子写真感光体;

[0032] [化25]

···(xvi)

式中、 R_n 、 R_n は置換もしくは無置換のアリール基、 A_{n} 、 A_{n} 、 A_{n} は同一又は異なるアリレン基を表わす。X、k、j およびn は、 (VII) 式の場合と同じである。J が提供される。

【0033】さらに、本発明によれば(35)「電子写 真感光体に、少なくとも帯電、画像露光、現像、転写を 繰り返し行なう電子写真方法であって、該電子写真感光 体が前記第(15)項乃至第(34)項の何れか1に記 載の電子写真感光体であることを特徴とする電子写真方 法」、(36)「帯電部材に直流成分に交流成分を重畳 し、感光体に帯電を与えることを特徴とする前記第(3 5) 項に記載の電子写真方法」、(37) 「前記帯電手 段が感光体と接触もしくは近接配置された帯電部材であ ることを特徴とする前記第 (35) 項または第 (36) 項に記載の電子写真方法 (38)「少なくとも帯電 手段、画像露光手段、現像手段、転写手段および電子写 真感光体を具備してなる電子写真装置であって、該電子 写真感光体が前記第 (15) 項乃至第 (34) 項の何れ かに記載の電子写真感光体であることを特徴とする電子 写真装置」、(39)「前記帯電手段が感光体と接触も しくは近接配置された帯電部材であることを特徴とする 前記第(38)項に記載の電子写真装置」、(40)

「帯電部材に直流成分に交流成分を重畳し、感光体に帯電を与えることを特徴とする前記第(38)項または第(39)項に記載の電子写真装置」、(41)「前記帯電手段が感光体と接触もしくは近接配置された帯電部材であることを特徴とする前記第(38)項乃至第(40)項の何れかに記載の電子写真装置用プロセスカートリッジ」、(42)「帯電部材に直流成分に交流成分を重畳し、感光体に帯電を与えることを特徴とする前記等(38)項乃至第(41)項の何れかに記載の電子写真、装置用プロセスカートリッジ」、(43)「少なくとも電子写真感光体を具備してなる電子写真装置用プロセスカートリッジであって、該電子写真感光体が前記第(15)項乃至第(34)項の何れかに記載の電子写真感光体であることを特徴とする電子写真装置用プロセスカートリッジ」が提供される。

【0034】以下、詳細に本発明を説明する。先に記載したように、本発明で用いられる新規チタニルフタロシアニン顔料結晶の基本構造は次の一般式(A)で表わされる。

[0035] [化26]

$$(X_1)_{m} \qquad N \qquad (X_2)_{n} \qquad \cdots \qquad (A)$$

$$(X_3)_{l} \qquad N \qquad (X_4)_{k}$$

(式中、X₁、X₂、X₃、X₄は各々独立に各種ハロゲン 10 原子を表わし、n、m、l、kは各々独立的に0~4の 数字を表わす。)

【0036】TiOPcの合成法や電子写真特性に関す る文献としては、例えば特開昭57-148745号公 報、特開昭59-36254号公報、特開昭59-44 054号公報、特開昭59-31965号公報、特開昭 61-239248号公報、特開昭62-67094号 公報などが挙げられる。また、TiOPcには種々の結 晶系が知られており、特開昭59-49544号公報、 特開昭59-166959号公報、特開昭61-239 248号公報、特開昭62-67094号公報、特開昭 63-366号公報、特開昭63-116158号公 報、特開昭63-196067号公報、特開昭64-1 7066号公報等に各々結晶形の異なるTiOPcが開 示されている。

【0037】特開昭61-239248号公報に記載さ れた材料は、導電性が高く、この材料を単独で電子写真 感光体の電荷発生物質に用いた場合、比較的良好な光感 度が得られるものの暗滅衰が大きく、また威光体の繰り 返し使用における帯電性の低下が顕著なものであった。 このような傾向は、X線回析ブラッグ角2 f が7.5° にピークを有する材料が他の結晶型の材料 (例えば、2 7. 2'にピークを有する材料)に混合された状態にお いても、発現されてしまう。本発明の材料の7.30の ピークは27.2 にピークを有する材料の別のピーク であるか、別の結晶型によるものかは、その帰属は未だ 結論されていない。しかしながら少なくとも、特開昭6 1-239248号公報に記載された結晶型に依存した ピークでないことが、実験から明らかになった。また、 これを用いた感光体の特性面から言えば、上述のような 40 問題点は解消され、少なくとも実使用上、帯電性の低 下、暗滅衰の増大を低減できるという点で、公知の材料 とは著しい特性上の差異がある。

【0038】近年の電子写真プロセスではデジタル化に 一層の拍車が掛かり、電子写真プロセスを用いた複写機 ・プリンタ・ファクシミリ等においては、そのほとんど がデジタル処理を用いたものが主流となっている。この ようなプロセスにおいては、実際のモノクロ原稿が用紙 全体に対する書き込み率は多めに見積もっても10%以 下である。また、感光体への書き込み光は前述のように 50

LDやLEDといった高出力のものが使用され、この感 光体へのハザードによる光疲労も見逃せない。このよう な点に鑑み、デジタル機においてはネガ・ポジ現像が採 用されている。ネガ・ポジ現像においては、感光体表面 の電位が低い部分にトナーが現像される。従って、帯電 電位の低下や暗滅衰の増大は、地汚れや黒ポチ等の画像 欠陥として現れてしまう。実際、図面や英文原稿等の原 稿出力・複写においては、本来原図にはないはずのドッ トやピリオドが出現してしまうことになり、この欠陥は 上記のような種類の原稿に対しては致命的なものといわ ざるを得ない。本願はこの点に鑑みたものであり、スペ クトル的にはわずかな差に見えるものであるが、感光体 として評価した場合には大きな差となって現れるもので ある。

【0039】上述したように、高感度を示すTiOPc を用いた感光体でも帯電ローラを用いたカールソンプロ セスおよび類似プロセスにおいてくり返し使用した場 合、絶縁破壊により異常画像の発生が認められ、感光体 の寿命を決定していた。本発明者らは、TiOPcの結 晶型に着目し、この課題を解決すべく感光体のくり返し 使用後の画像特性に関して検討を行なった結果、前述の 特定のX線回折スペクトルを示す結晶を用いた場合に、 上記物性のくり返し特性が優れたものになることを確認 し、本発明を完成した。

【0040】目的とする結晶形を得る方法は、公知の合 成過程と類似の過程による方法、洗浄・精製過程で結晶 を変える方法、特別に結晶変換工程を設ける方法が挙げ られる。さらに、結晶変換工程を設ける方法の中には溶 媒、機械的な負荷による一般的な変換法ならびに、チタ ニルフタロシアニンを硫酸中にて溶解せしめ、この溶液 を水に注ぎ得られる無定形結晶を経て上記変換を行なう 硫酸ペースティング法が挙げられる。

【0041】これらの中でも、不定形結晶を経た後、水 の存在下で有機溶媒と接触させることによる結晶変換に より所望の結晶型を得る方法が好適に用いられる。特 に、最大回折ピークを7.0°~7.5°に持ち、無定 型結晶を用いること、更に好ましくは7.0°~7.5 ° のピークの半値巾が 1°以上のものが好適に使用でき

【0042】また、結晶変換に用いる有機溶媒は所定の 結晶型を得られるものであれば、いかなる有機溶媒も使

用できるが、特にテトラヒドロフラン、シクロヘキサノン、トルエン、塩化メチレン、二硫化炭素、オルトジクロロベンゼン、1,1,2ートリクロロエタンの中から選ばれる一種を含むことが望ましい。なお、有機溶媒は二種以上混合して用いても構わない。

【0043】上述したように、高感度を示すTiOPcを用いた感光体でもカールソンプロセスおよび類似プロセスにおいて繰り返し使用した場合、帯電性の低下と残留電位の上昇を生じ、感光体の寿命が限定されていた。本発明者らは、TiOPcの結晶型に着目し、この課題を解決すべく感光体の繰り返し使用後の静電特性に関して検討を行なった結果、前述の特定のX線回折スペクトルを示す結晶を用いた場合に、良好な光感度を維持したまま、繰り返し使用における帯電性の低下が少ない感光体が得られることを確認した。

【0044】このような場合、カールソンプロセス及び類似プロセスにおける繰り返し使用に対する寿命を決定する因子としては、感光体の耐摩耗性が浮上してくる。従来用いられる低分子電荷輸送物質/不活性高分子からなる分子分散高分子より構成される電荷輸送層は、その移動度を大きくするために、低分子電荷輸送物質濃度を高くする必要がある。このため、電荷輸送層の耐摩耗性があまり高くなく、この点が感光体の寿命律速過程を決める場合すらある。

【0045】この耐摩耗性に関して、高分子電荷輸送物質の電荷輸送層への展開が挙げられる。高分子電荷輸送物質は、電荷輸送ユニットが高分子中に化学結合で組み込まれており、上記低分子分散系に比べ、耐摩耗特性がはるかに良好である。また、低分子分散系に比べ、電荷輸送ユニットを高密度に入れることが可能であり、高移動度な電荷輸送層を設計することが可能である。しかしながら、高分子電荷輸送物質は一般的にバルキーな構造である電荷輸送ユニットが高分子中に配列されているため、低分子分散系に比べると電荷輸送層のガス透過度が高く、これを用いた感光体は反応性ガスへの暴露などのハザードに弱いという欠点を有していた。

【0046】ところが、前記の特定のX線回折スペクトルを示すチタニルフタロシアニンはそれ単独で反応性ガスとの反応性が低く、これを用いた感光体は耐ガス性に極めて優れているという利点をも有している。このため、この両者を組み合わせることにより、お互い単独では達成し得なかった静電的にも安定で、耐摩耗性に優れた感光体を設計できるようになる。この現象は、各々単独ではその特性を活かし切れないものであったものが、上記技術の併用で初めて達成されるものである。

【0047】一方、電荷輸送層(電荷輸送物質)の種類によって、前記チタニルフタロシアニンの高い光キャリア発生能を十分に機能させることができず、光感度の低下や繰り返し使用における残留電位の増加が発生することがあった。本発明者らは、この点について検討した結 50

果、電荷輸送層の移動度でこの現象が説明できることを 見い出し、電荷輸送層が特定の移動度を有することで、 前記チタニルフタロシアニンの特性を最大限引き出せる ことを見い出し、本発明を完成するに至った。

【0048】更に、上述のようなチタニルフタロシアニンも、その合成工程によって、それを用いた感光体の特性が大きく異なる。チタニルフタロシアニンを合成するルートは幾つか知られているが、ハロゲン化チタンを用いる方法が知られている。この方法により作製されたチタニルフタロシアニンを用いた感光体は、繰り返し使用において、帯電性の低下が著しいことを見い出した。これを回避するためには、ハロゲン化チタンを用いずに合成する(例えば、有機チタンを原料とする)方法により作製することが望ましい。

【0049】本発明におけるTiOPcのX線回折スペクトルは、合成・精製・結晶変換工程等を経て作製されたTiOPc結晶を市販のX線回折スペクトル測定装置により測定することができる。

【0050】本発明におけるTiOPにおける $2\theta=7.3^{\circ}$ 、 27.2° 及び 28.6° のピーク強度について説明する。一般的なX線回折スペクトルで、ベースライン補正を行なった後、それぞれのピーク強度を求めた値が、本発明で言うところのピーク強度比である。

【0051】本発明の電子写真感光体用分散液に用いられる分散媒について説明する。分散媒は、結晶型を変化させないものであればいかなるものも使用できるが、特にケトン系溶媒あるいはエステル系溶媒が有効に使用できる。ケトン系溶媒としては、アセトン、メチルエチルケトン、2ーペンタノン、3ーペンタノン、2ーヘナリン、2ーメチルー4ーペンタノン、2ーヘプタノン、イソホロン、シクロヘキサノン、メチルシクロヘキサノン、アセトフェノンなどが挙げられる。また、エステル系溶媒としては、ギ酸エチル、ギ酸プロピル、酢酸ブチル、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸プロピル、酢酸ブチル、プロピオン酸エチル、プロピオン酸ブチル等が挙げられる。これら溶媒は単独で用いてもよいが、他の溶媒と混合して用いても構わない。

【0052】更に本発明の電子写真感光体用分散液に用いられるバインダー樹脂について説明する。バインダー樹脂は分散系が安定で、感光体特性に影響を与えないものならば、いかなるものを使用できるが、ポリビニルアセタールが良好に用いられる。ポリビニルアセタールは下記(XVII)式で表わされるが、Rがプロピル基だけのいわゆるポリビニルブチラールが有効に使用される。特にアセチル化度が4mol%以上のポリビニルアセタールは中でも特に有効に使用できる。これらバインダー樹脂は単独でも良好に使用できるが、他のバインダー樹脂を併用することも可能である。

[0053]

【化27】

【0054】また、電荷輸送層の移動度は、タイムオブフライト法或いはゼログラフィック法などで測定することが可能である。電界強度に対して広範囲な測定を行なう場合にはタイムオブフライト法が有効な手段であり一般的に用いられる。一般的には、測定対象となる電荷輸 10送層を電極でサンドイッチ(片側は少なくとも半透明)した構造のサンプルを作製し、チッソレーザーのような波長の短い励起光源を用い、パルス光にして電荷輸送物質を直接励起して光キャリアを生成させ、移動度を測定するものである。

[0055]

【発明の実施の形態】以下、本発明の電子写真感光体を図面に沿って説明する。図1は、本発明に用いられる電子写真感光体を表わす断面図であり、導電性支持体(31)上に、電荷発生材料と電荷輸送材料を主成分とする20単層感光層(33)が設けられている。図2は、本発明の電子写真感光体を表わす断面図であり、導電性支持体(31)上に、電荷発生材料を主成分とする電荷発生層(35)と、電荷輸送材料を主成分とする電荷発生層(35)と、電荷輸送材料を主成分とする電荷輸送層(37)とが、積層された構成をとっている。図3は、本発明の電子写真感光体の別の構成例を表す断面図であり、電荷輸送層(37)上に電荷発生層(35)が積層された構成をとっている。

【0056】導電性支持体(31)としては、体積抵抗 10 0 0 · c m以下の導電性を示すもの、例えば、アル 30 ミニウム、ニッケル、クロム、ニクロム、銅、金、銀、白金などの金属、酸化スズ、酸化インジウムなどの金属酸化物を、蒸着またはスパッタリングにより、フィルム状もしくは円筒状のプラスチック、紙に被覆したもの、あるいは、アルミニウム、アルミニウム合金、ニッケル、ステンレスなどの板およびそれらを、押し出し、引き抜きなどの工法で素管化後、切削、超仕上げ、研摩などの表面処理した管などを使用することができる。また、特開昭52-36016号公報に開示されたエンドレスニッケルベルト、エンドレスステンレスベルトも導 40電性支持体(31)として用いることができる。

【0057】この他、上記支持体上に導電性粉体を適当な結着樹脂に分散して童工したものも、本発明の導電性支持体(31)として用いることができる。この導電性粉体としては、カーボンブラック、アセチレンブラック、またアルミニウム、ニッケル、鉄、ニクロム、銅、亜鉛、銀などの金属粉、あるいは導電性酸化スズ、ITOなどの金属酸化物粉体などが挙げられる。また、同時に用いられる結着樹脂には、ポリスチレン、スチレンーアクリロニトリル共重合体、スチレンーブタジエン共重50

合体、スチレンー無水マレイン酸共重合体、ポリエステル、ポリ塩化ビニル、塩化ビニルー酢酸ビニル共重合体、ポリ酢酸ビニル、ガリ塩化ビニリデン、ポリアリレート樹脂、フェノキシ樹脂、ポリカーボネート、酢酸セルロース樹脂、エチルセルロース樹脂、ポリビニルトルエン、ポリビニルカルバゾール、アクリル樹脂、ウレタン樹脂、フェノール樹脂、アルキッド樹脂などの熱可塑性、熱硬化性樹脂または光硬化性樹脂が挙げられる。この強調性性樹脂または光硬化性樹脂が挙げられる。この強調性性層は、これらの導電性粉体と結着樹脂を当な溶剤、例えば、テトラヒドロフラン、ジクロロメタン、メチルエチルケトン、トルエンなどに分散して塗布することにより設けることができる。

【0058】さらに、適当な円筒基体上にポリ塩化ビニル、ポリプロピレン、ポリエステル、ポリスチレン、ポリ塩化ビニリデン、ポリエチレン、塩化ゴム、テフロン(登録商標)などの素材に前記導電性粉体を含有させた熱収縮チューブによって導電性層を設けてなるものも、本発明の導電性支持体(31)として良好に用いることができる。

【0059】次に電荷発生物質および電荷輸送物質を含有してなる感光層について説明する。感光層は単層でも積層でもよいが、説明の都合上、先ず電荷発生層(35)と電荷輸送層(37)で構成される場合から述べる。電荷発生層(35)は、電荷発生材料として上述した特定のX線回折スペクトルを示すTiOPcを主成分とする層である。電荷発生層(35)は、前記TiOPcを必要に応じてバインダー樹脂とともに適当な溶剤中にボールミル、アトライター、サンドミル、超音波などを用いて分散し、これを導電性支持体上に塗布し、乾燥することにより形成される。

【0060】必要に応じて電荷発生層(35)に用いられる結着樹脂としては、ポリアミド、ポリウレタン、エポキシ樹脂、ポリケトン、ポリカーボネート、シリコン樹脂、アクリル樹脂、ポリビニルブチラール、ポリビニルホルマール、ポリビニルケトン、ポリスチレン、ポリスチレン、ポリアミド、ポリビニルベンザール、ポリエステル、フェノキシ樹脂、塩化ビニルー酢酸ビニル共重合体、ポリ酢酸ビニル、ポリフェニレンオキシド、ポリアミド、ポリビニルピリジン、セルロース系樹脂、カゼイン、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン等が挙げられる。中でも、ポリビニルブチラールに代表わされるポリビニルアセタールは良好に使用され、特にアセチル化度

が 4mol%以上のポリビニルアセタール(ブチラール)は良好に使用される。結着樹脂の量は、電荷発生物質 100 重量部に対し $0\sim500$ 重量部、好ましくは $10\sim300$ 重量部が適当である。

【0061】電荷発生層(35)には、上述した特定の X線回折スペクトルを与えるTiOPcの他にその他の 電荷発生材料を併用することも可能であり、その代表と して、モノアゾ顔料、ジスアゾ顔料、トリスアゾ顔料、 ペリレン系顔料、ペリノン系顔料、キナクリドン系顔 料、キノン系縮合多環化合物、スクアリック酸系染料、 他のフタロシアニン系顔料、ナフタロシアニン系顔料、 アズレニウム塩系染料等が挙げられ用いられる。

【0062】ここで用いられる溶剤としては、イソプロパノール、アセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、ジオキサン、エチルセルソルブ、酢酸エチル、酢酸メチル、ジクロロメタン、ジクロロエタン、モノクロロベンゼン、シクロヘキサン、トルエン、キシレン、リグロイン等が挙げられるが、特にケトン系溶媒、エステル系溶媒、エーテル系溶媒が良好に使用される。塗布液の塗工法としては、浸漬塗工法、スプレーコート、ビードコート、ノズルコート、スピナーコート、リングコート等の方法を用いることができる。電荷発生層(35)の膜厚は、0.01~5μm程度が適当であり、好ましくは0.1~2μmである。

【0063】電荷輸送層(37)は、低分子の電荷輸送物質と不活性高分子を含有する層であり、電荷輸送層の状態で測定された移動度が、感光体の実使用時における画像書き込み時の電荷強度のときに、1×10⁵(cm V'sec¹)以上であるものが好ましい。電荷輸送層(37)は低分子の電荷輸送物質及び不活性高分子を適当な溶剤に溶解ないし分散し、塗布、乾燥することにより形成できる。また、必要により可塑剤、レベリング剤、酸化防止剤等を添加することもできる。使用できる低分子電荷輸送物質としては、それを用いて電荷輸送層を形成した際、前記物性値を満足できるものは、より良好に使用できる。特に、前記一般式(I)~(VI)で

表わされる化合物は有効に使用できる。

【0064】また、これら電荷輸送物質は単独で用いても構わないが、他の電荷輸送物質と2種以上混合して用いても構わない。他に混合可能な電荷輸送物質には、正孔輸送物質と電子輸送物質とがある。電荷輸送物質としては、例えばクロルアニル、ブロムアニル、テトラシアノエチレン、テトラシアノキノジメタン、2,4,7ートリニトロー9ーフルオレノン、2,4,5,7ーテトラニトロー9ーフルオレノン、2,4,5,7ーテトラニトロー9ーフルオレノン、2,4,5,7ーテトラニトロキサントン、2,4,8ートリニトロチオキサントン、2,6,8ートリニトロー4Hーインデノ〔1,2-b〕チオフェンー4ーオン、1,3,7ートリニトロジベンゾチオフェンー5,5ージオキサイド、ベンゾキノン誘導体等の電子受容性物質が挙げられる。

【0065】正孔輸送物質としては、ポリーNービニルカルバゾールおよびその誘導体、ポリーγーカルバゾリルエチルグルタメートおよびその誘導体、ポリビニルピレン、ポリビニルフェナントレン、ポリビニルアシン、オキサゾール誘導体、オキサジアゾール誘導体、イミダゾール誘導体、イミダゾール誘導体、トリアリールアミン誘導体、スチルベン誘導体、ダアリールメタン誘導体、ベンジジン誘導体、ジアリールメタン誘導体、ドリアリールメタン誘導体、ジアリールメタン誘導体、リアリールメタン誘導体、ジビニルベンゼン誘導体、ピラゾリン誘導体、ジビニルベンゼン誘導体、ピレン誘導体、ピンデン、誘導体、ブタジエン誘導体、ピレン誘導体等、ビススチルベン誘導体、エナミン誘導体等その他公知の材料が挙げられる。

【0066】以下に、一般式(I)~(VI)で表わされる低分子の電荷輸送物質を例示する。一般式(I)で表わされる電荷輸送物質としては、表1に示したものが挙げられる。

[0067]

【表1-1】

[0068]

一般式 (II) で表わされる電荷輸送物質としては、表2 に示したものが挙げられる。

【0069】 【表2-1】

[0070]

【表 2 - 2】

一般式(III)で表わされる電荷輸送物質としては、表 * [0071] 3に示したものが挙げられる。

[0072]

【表3-2】 40

一般式 (IV) で表わされる電荷輸送物質としては、表 4に示したものが挙げられる。

[0073]

【表4-1】

[0075]

一般式 (V) で表わされる電荷輸送物質としては、表5 * 【0076】 に示したものが挙げられる。 * 【表5-1】

[0077]

40 【表 5 - 2】

一般式(VI)で表わされる電荷輸送物質としては、表 6に示したものが挙げられる。

[0078]

【表 6 - 1】 30

[0079] *30*【表6-2】

*【表6-3】

[0081] ※ ※【表6-4】

【0082】また、不活性高分子としては、ポリスチレ 50 ン、スチレンーアクリロニトリル共重合体、スチレンー

ブタジエン共重合体、スチレンー無水マレイン酸共重合体、ポリエステル、ポリ塩化ビニル、塩化ビニルー酢酸ビニル共重合体、ポリ酢酸ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリアレート、フェノキシ樹脂、ポリカーボネート、酢酸セルロース樹脂、エチルセルロース樹脂、ポリビニルブチラール、ポリビニルホルマール、ポリビニルトルエン、ポリーNービニルカルバゾール、アクリル樹脂、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂、メラミン樹脂、ウレタン樹脂、フェノール樹脂、アルキッド樹脂等の熱可塑性または熱硬化性樹脂が挙げられ、中でもポリカーボ 10ネートは透明性、耐摩耗性の点で良好に用いられる。

【0083】前記低分子の電荷輸送物質の量は不活性高分子100重量部に対し、20~300重量部、好ましくは40~150重量部が適当である。特に、耐摩耗性の観点からは、電荷輸送層を構成する全材料中における低分子電荷輸送物質の重量が45wt%以下であることが好ましい。

【0084】また、本発明における電荷輸送層(37)*

*は、前記低分子電荷輸送物質と不活性高分子を含有する層に代えて、高分子電荷輸送物質を主成分とする層とすることができる。この場合、電荷輸送層(37)は、高分子電荷輸送物質を適当な溶剤に溶解ないし分散し、塗布、乾燥することにより形成できる。また、必要により可塑剤、レベリング剤、酸化防止剤等を添加することもできる。使用できる高分子電荷輸送物質としては、公知の高分子電荷輸送物質を使用できるが、それを用いて電荷輸送層を形成した際、前記物性値(移動度)を満足できるものは、より良好に使用できる。

【0085】特に、トリアリールアミン構造を主鎖および/または側鎖に含むポリカーボネートが良好に用いられる。中でも、(VII) ~ (XVI) 式で表わされる高分子電荷輸送物質が良好に用いられ、これらを以下に例示し、具体例を示す。

[0086] [化28]

式中、 R_1 、 R_2 、 R_3 はそれぞれ独立して置換もしくは無置換のアルキル基又はハロゲン原子、 R_4 は水素原子又は置換もしくは無置換のアルキル基、 R_5 、 R_6 は置換もしくは無置換のアリール基、 R_5 、 R_6 は置換もしくは無置換のアリール基、 R_5 、 R_6 は置換もしくは無置換のアリール基、 R_5 0、 R_6 1 は間接を表わし、 R_5 1 に対して0~4の整数、 R_5 1 に対して0~4の整数、 R_5 1 に対して0~4の整数である。 R_5 2 に対して0~5 の 0 の 0 の 2 であり、 R_5 3 に対しませに対しませた。 R_5 3 に対しませた。 R_5 4 に対しませた。 R_5 4 に対しませた。 R_5 5 に対しませた。 R_5 6 に対しませた。 R_5 7 に対しませた。 R_5 7 に対しませた。 R_5 8 に対しませた

[0087]

【化29】

$$--\left(CH_{2}\right)_{a}\left(\begin{array}{c} R_{103} \\ S_{1} \\ R_{104} \end{array}\right)_{b} R_{104}^{R_{103}}\left(CH_{2}\right)_{a}$$

※式中、R₁₀₁ 、R₁₀₂ は各々独立して置換もしくは無置換30 のアルキル基、アリール基またはハロゲン原子を表わす。1、mは0~4の整数、Yは単結合、炭素原子数1~12の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキレン基、-O-、-S-、-SO-、-SO₂-、-CO-、-CO-O-Z-O-CO-(式中Zは脂肪族の2価基を表わす。)または、

[0088] 【化30】 (式中、aは $1\sim20$ の整数、bは $1\sim2000$ の整数、 R_{100} 、 R_{100} は置換または無置換のアルキル基又はアリール基を表わす。)を表わす。ここで、 R_{10} と R_{100} 、 R_{100} と R_{100} は、それぞれ同一でも異なってもよ *

*い。 【0089】 【化31】

式中、R₁、R₂は置換もしくは無置換のアリール基、A r₁、Ar₂、Ar₃は同一又は異なるアリレン基を表わ す。X、k、jおよびnは、(VII)式の場合と同じで※ ※ある。 【0090】 【化32】

式中、R₅、R₁₀ は置換もしくは無置換のアリール基、 A_r, A_r, A_r, は同一又は異なるアリレン基を表 わす。X、k、jおよびnは、(VII) 式の場合と同じ★ ★である。 【0091】 【化33】

式中、R₁₁ 、R₁₂ は置換もしくは無置換のアリール基、 A₁₇、A₁₄、A₁₄は同一又は異なるアリレン基、p は1~5の整数を表わす。X、k、jおよびnは、(V☆

☆II) 式の場合と同じである。【0092】【化34】

$$\begin{array}{c|c}
 & O \\
 & O \\$$

式中、Rn、Rn は置換もしくは無置換のアリール基、Arn 、Arn 、Arn は同一又は異なるアリレン基、Xn、Xn は置換もしくは無置換のエチレン基、又は置換もしくは無置換のビニレン基を表わす。X、k、j およ 50

びnは、(VII) 式の場合と同じである。 【0093】 【化35】

· · · (XII)

式中、R₁₅、R₁₅、R₁₇、R₁₈は置換もしくは無置換の アリール基、A₁₇ 、A₁₇ 、A₁₈ 、A₁₆は同一又 は異なるアリレン基、Y₁、Y₂、Y₁は単結合、置換も しくは無置換のアルキレン基、置換もしくは無置換のシ クロアルキレン基、置換もしくは無置換のアルキレンエ* *ーテル基、酸素原子、硫黄原子、ビニレン基を表わし同一であっても異なってもよい。 X、k、j および n は、(VII) 式の場合と同じである。

[0094]

【化36】

$$\begin{array}{c|c}
\hline
\begin{pmatrix}
O - Ar_{18} & Ar_{19} - O - C \\
N & Ar_{17} \\
C H & C \\
C & C
\end{pmatrix}_{k}$$

$$\begin{array}{c|c}
C & C & C \\
C & C & C
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
C & C & C & C \\
C & C & C
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
C & C & C & C \\
C & C & C
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
C & C & C & C
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
C & C & C & C
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
C & C & C & C
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
C & C & C & C
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
C & C
\end{array}$$

式中、R₁₉、R₂₀は水素原子、置換もしくは無置換のア リール基を表わし、R₁₉とR₂₀は環を形成していてもよ い。A_{T17}、A_{T18}、A_{T19}は同一又は異なるアリレン 基を表わす。X、k、jおよびnは、(VII)式の場合※ ※と同じである。 【0095】

【化37】.

$$\begin{array}{c}
\left(\begin{array}{c}
O - Ar_{20} - CH = CH - Ar_{21} \\
N \\
R_{21}
\end{array}\right) Ar_{22} - CH = CH - Ar_{23} - O - C \\
\downarrow \downarrow \downarrow \\
R_{21}
\end{array}$$

式中、Rn は置換もしくは無置換のアリール基を表わ ★式の場合と同じである。 し、Arn、Arn、Arn、Arnは同一又は異なる 【0096】 アリレン基を表わす。X、k、jおよびnは、(VII)★ 【化38】

式中、Rn、Rn、Rn、Rnは置換もしくは無置換の 50 アリール基、Arn、Arn、Arn、Arn、Arn、Arn

は同一又は異なるアリレン基を表わす。X、k、jおよ * 【0097】 びnは、(VII) 式の場合と同じである。 * 【化39】

$$\begin{bmatrix}
\begin{pmatrix}
O - Ar_{26} - N - Ar_{30} - N - Ar_{31} - O - O \\
R_{26} & R_{27}
\end{bmatrix}
\begin{pmatrix}
O - X - O - O \\
R_{26} & C
\end{pmatrix}$$

· · · (x v i)

式中、R₂、R₂は置換もしくは無置換のアリール基、 A₁ 、A₁ 、A₁ 、A₁ は同一又は異なるアリレン基を 表わす。X、k、jおよびnは、(VII)式の場合と同 じである。

【0098】これら高分子電荷輸送物質は単独で用いても構わないが、他の高分子電荷輸送物質と2種以上混合して用いても構わない。また、低分子電荷輸送物質を併用することも可能である。

【0099】併用可能な低分子電荷輸送物質には、前記低分子電荷輸送物質と不活性高分子を含有する層の場合と同様、正孔輸送物質と電子輸送物質であり、これら正孔輸送物質と電子輸送物質は前記低分子電荷輸送物質と不活性高分子を含有する電子輸送層の場合と同様である

【0100】また、必要に応じて不活性高分子を併用しても構わない。使用できる不活性高分子としては、ポリスチレン、スチレンーアクリロニトリル共重合体、スチレンーブタジエン共重合体、スチレンー無水マレイン酸共重合体、ポリエステル、ポリ塩化ビニル、塩化ビニルー酢酸ビニル共重合体、ポリ酢酸ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリアレート、フェノキシ樹脂、ポリカーボネート、酢酸セルロース樹脂、エチルセルロース樹脂、ポリビニルブチラール、ポリビニルホルマール、ポリビニルトルエン、ポリーNービニルカルバゾール、アクリル樹脂、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂、メラミン樹脂、ウレタン樹脂、フェノール樹脂、アルキッド樹脂等の熱可塑性または熱硬化性樹脂が挙げられる。

【0101】また、本発明においては低分子の電荷輸送物質を用いた場合も高分子電荷輸送物質を用いた場合も、電荷輸送層の膜厚は、5~100μm程度とすることが好ましい。ここで用いられる溶剤としては、テトラヒドロフラン、ジオキサン、トルエン、ジクロロメタン、モノクロロベンゼン、ジクロロエタン、シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトンなどが用いられる。

【0102】本発明の感光体において電荷輸送層(3 ン、ポリアクリル酸ナトリウム等の水溶性樹脂、共重名7)中に可塑剤やレベリング剤を添加してもよい。可塑剤としては、ジブチルフタレート、ジオクチルフタレートなど一般の樹脂の可塑剤として使用されているものが 脂、アルキッドーメラミン樹脂、エポキシ樹脂等、三巻そのまま使用でき、その使用量は、結着樹脂に対して 元網目構造を形成する硬化型樹脂等が挙げられる。ま た、下引き層にはモアレ防止、残留電位の低減等のためは、ジメチルシリコーンオイル、メチルフェニルシリコ 50 に酸化チタン、シリカ、アルミナ、酸化ジルコニウム、

ーンオイルなどのシリコーンオイル類や、側鎖にパーフ 10 ルオロアルキル基を有するポリマーあるいは、オリゴマ ーが使用され、その使用量は結着樹脂に対して、0~1 重量%が適当である。

【0103】次に感光層が単層構成(33)の場合について述べる。上述した特定のX線回析スペクトルを与えるTiOPcを結着樹脂中に分散した感光体が使用できる。単層感光層は、電荷発生物質および電荷輸送物質および結着樹脂を適当な溶剤に溶解ないし分散し、これを塗布、乾燥することによって形成できる。さらに、この感光層には上述した電荷輸送材料を添加した機能分離タイプとしてもよく、良好に使用できる。また、必要により、可塑剤やレベリング剤、酸化防止剤等を添加することもできる。

【0104】結着樹脂としては、先に電荷輸送層(37)で挙げた結着樹脂をそのまま用いるほかに、電荷発生層(35)で挙げた結着樹脂を混合して用いてもよい。もちろん、先に挙げた高分子電荷輸送物質も良好に使用できる。結着樹脂100重量部に対する電荷発生物質の量は5~40重量部が好ましく、電荷輸送物質の量は0~190重量部が好ましく、電荷輸送物質の量は0~190重量部が好ましく、電荷輸送物質の量は0~150重量部である。単層感光層は、電荷発生物質、結着樹脂を必要ならば電荷輸送物質とともにテトラヒドロフラン、ジオキサン、ジクロロエタン、シクロへキサン等の溶媒を用いて分散機等で分散した塗工液を、浸資塗工法やスプレーコート、ビードコートなどで塗工して形成できる。単層感光層の膜厚は、5~100μm程度が適当である。

【0105】本発明の感光体においては、導電性支持体(31)と感光層(電荷輸送層もしくは電荷発生層)との間に下引き層を設けることができる。下引き層は一般には樹脂を主成分とするが、これらの樹脂はその上に熱光層を溶剤で塗布することを考えると、一般の有機溶剤に対して耐溶剤性の高い樹脂であることが望ましい。カジョンな樹脂としては、ポリビニルアルコール、カゼイン、ポリアクリル酸ナトリウム等の水溶性樹脂、共重のアルフェノール樹脂、アルキッドーメラミン樹脂、エポキシ樹脂等、三次元網目構造を形成する硬化型樹脂等が挙げられる。また、下引き層にはモアレ防止、残留電位の低減等のために酸化チタン・シリカーアルミナー酸化ジルコニウムに酸化チタン・シリカーアルミナー酸化ジルコニウムに酸化チタン・シリカーアルミナー酸化ジルコニウムに酸化チタン・シリカーアルミナー酸化ジルコニウム

酸化スズ、酸化インジウム等で例示できる金属酸化物の 微粉末顔料を加えてもよい。

55

【0106】これらの下引き層は前述の感光層における ような適当な溶媒、塗工法を用いて形成することができ る。更に本発明における下引き層として、シランカップ リング剤、チタンカップリング剤、クロムカップリング 剤等を使用することもできる。この他、本発明における 下引き層には、Al₂O₂を陽極酸化にて設けたものや、 ポリパラキシリレン (パリレン) 等の有機物やSi O₂、SnO₂、TiO₂、ITO、CeO₂等の無機物を 10 真空薄膜作成法にて設けたものも良好に使用できる。こ のほかにも公知のものを用いることができる。下引き層 の膜厚は $0 \sim 5 \mu \text{ m}$ が適当である。

【0107】本発明の感光体においては、感光層保護の 目的で、保護層が感光層(電荷輸送層もしくは電荷発生 層)の上に設けられることもある。保護層に使用される 材料としてはABS樹脂、ACS樹脂、オレフィンービ ニルモノマー共重合体、塩素化ポリエーテル、アリル樹 脂、フェノール樹脂、ポリアセタール、ポリアミド、ポ リアミドイミド、ポリアクリレート、ポリアリルスルホ 20 ン、ポリブチレン、ポリブチレンテレフタレート、ポリ カーボネート、ポリエーテルスルホン、ポリエチレン、 ポリエチレンテレフタート、ポリイミド、アクリル樹 脂、ポリメチルペンテン、ポリプロピレン、ポリフェニ レンオキシド、ポリスルホン、ポリスチレン、AS樹 脂、ブタジエンースチレン共重合体、ポリウレタン、ポ リ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、エポキシ樹脂等の 樹脂が挙げられる。保護層にはその他、耐摩耗性を向上 する目的でポリテトラフルオロエチレンのような弗素樹 脂、シリコーン樹脂およびこれらの樹脂に酸化チタン、 酸化錫、チタン酸カリウム等の無機材料を分散したもの 等を添加することができる。保護層の形成法としては通 常の塗布法が採用される。なお保護層の厚さは0.1~ 10μm程度が適当である。また、以上のほかに真空薄 膜作成法にて形成したa-C、a-SiCなど公知の材 料を保護層として用いることができる。

【0108】本発明の感光体においては感光層(電荷輸 送層もしくは電荷発生層)と保護層との間に中間層を設 けることも可能である。中間層には、一般にバインダー 樹脂を主成分として用いる。これら樹脂としては、ポリ アミド、アルコール可溶性ナイロン、水溶性ポリビニル ブチラール、ポリビニルプチラール、ポリビニルアルコ ールなどが挙げられる。中間層の形成法としては、前述 のごとく通常の塗布法が採用される。なお、中間層の厚 さは、0.05~2μm程度が適当である。

【0109】また、本発明においては、耐環境性の改善 のため、とりわけ、感度低下、残留電位の上昇を防止す る目的で、各層に酸化防止剤、可塑剤、滑剤、紫外線吸 収剤、低分子電荷輸送物質およびレベリング剤を添加す ることができる。これらの化合物の代表的な材料を以下 50 オクチル、リン酸オクチルジフェニル、リン酸トリクロ

に記す。各層に添加できる酸化防止剤として、例えば、 下記のものが挙げられるがこれらに限定されるものでは ない。

【0110】 (a) フェノール系化合物

2, 6-ジ-t-ブチル-p-クレゾール、ブチル化ヒ ドロキシアニソール、2,6-ジ-t-ブチル-4-エ チルフェノール、n-オクタデシル-3-(4'-ヒド ロキシー3', 5'ージーtーブチルフェノール)、 2, 2'-メチレンービスー(4-メチルー6-t-ブ チルフェノール)、2,2'ーメチレンービスー(4-エチルー6-t-ブチルフェノール)、4、4,4,-チオ ビスー (3-メチルー6-t-ブチルフェノール)、 4、4'ーブチリデンビスー(3-メチルー6-tーブ チルフェノール)、1,1,3-トリスー(2-メチル -4-ヒドロキシ-5-t-ブチルフェニル) ブタン、 1, 3, 5-トリメチルー2, 4, 6-トリス (3, 5 ージーtーブチルー4ーヒドロキシベンジル) ベンゼ ン、テトラキスー[メチレンー3ー(3', 5'ージー t-ブチルー4'-ヒドロキシフェニル) プロピオネー ト] メタン、ビス[3, 3'ービス(4'ーヒドロキシ -3'-t-ブチルフェニル). ブチリックアシッド] グ リコールエステル、トコフェロール類等。

【0111】(b) パラフェニレンジアミン類 N-フェニルーN'-イソプロピル-p-フェニレンジ $P \in \mathcal{N}, N' = \mathcal{V} = s \in c = \mathcal{I} \notin \mathcal{V} = p = \mathcal{I} = \mathcal{V}$ ンジアミン、N-フェニルーN-sec-ブチルーp-フェニレンジアミン、N, N' -ジーイソプロピル-p -フェニレンジアミン、N, N' -ジメチル-N, N' ージー t ーブチルー p ーフェニレンジアミン等。

【0112】(c)ハイドロキノン類 2, 5-ジーtーオクチルハイドロキノン、2, 6-ジ ドデシルハイドロキノン、2-ドデシルハイドロキノ ン、2-ドデシル-5-クロロハイドロキノン、2-t -オクチル-5-メチルハイドロキノン、2-(2-オ クタデセニル) - 5-メチルハイドロキノン等。

【0113】(d)有機硫黄化合物類 ジラウリルー3, 3'ーチオジプロピオネート、ジステ アリルー3,3'ーチオジプロピオネート、ジテトラデ シルー3,3'ーチオジプロピオネート等。

【0114】(e)有機燐化合物類

トリフェニルホスフィン、トリ (ノニルフェニル) ホス フィン、トリ (ジノニルフェニル) ホスフィン、トリク レジルホスフィン、トリ(2,4-ジブチルフェノキ シ) ホスフィン等。

【0115】各層に添加できる可塑剤として、例えば下 記のものが挙げられるが、これらに限定されるものでは ない。

(a) リン酸エステル系可塑剤

リン酸トリフェニル、リン酸トリクレジル、リン酸トリ

ルエチル、リン酸クレジルジフェニル、リン酸トリブチル、リン酸トリー 2-エチルヘキシル、リン酸トリフェニル等。

【0116】(b) フタル酸エステル系可塑剤 フタル酸ジメチル、フタル酸ジエチル、フタル酸ジイソ ブチル、フタル酸ジブチル、フタル酸ジヘプチル、フタ ル酸ジー2-エチルヘキシル、フタル酸ジイソオクチ ル、フタル酸ジーn-オクチル、フタル酸ジノニル、フタル酸ジイソノニル、フタル酸ジイソデシル、フタル酸ジウンデシル、フタル酸ジトリデシル、フタル酸ジシク 10 ロヘキシル、フタル酸ブチルベンジル、フタル酸ブチルラウリル、フタル酸メチルオレイル、フタル酸オクチルデシル、フマル酸ジブチル、フマル酸ジオクチル等。

【0117】(c) 芳香族カルボン酸エステル系可塑剤トリメリット酸トリオクチル、トリメリット酸トリー nーオクチル、オキシ安息香酸オクチル等。

【0118】(d) 脂肪酸二塩基酸エステル系可塑剤 アジピン酸ジブチル、アジピン酸ジー n ー ヘキシル、アジピン酸ジー 2 ー エチルヘキシル、アジピン酸ジー n ー オクチル、アジピン酸 ー n ー オクチル、アジピン酸 ー n ー オクチル、アジピン酸 ジー n ー オクチル、アジピン酸ジカプリル、アゼライン酸ジー 2 ー エチルヘキシル、セバシン酸ジエチル、セバシン酸ジブチル、セバシン酸ジー 2 ー エチルヘキシル、セバシン酸ジー 2 ー エチルヘキシル、セバシン酸ジー 2 ー エチル、コハク酸ジオクチル、コハク酸ジイソデシル、テトラヒドロフタル酸ジオクチル、コハク酸ジイソデシル、テトラヒドロフタル酸ジオクチル、テトラヒドロフタル酸ジオクチル、テトラヒドロフタル酸ジー n ー オクチル等。

【0119】 (e) 脂肪酸エステル誘導体

オレイン酸プチル、グリセリンモノオレイン酸エステル、アセチルリシノール酸メチル、ペンタエリスリトールエステル、シペンタエリスリトールへキサエステル、トリアセチン、トリブチリン等。

【0120】(f) オキシ酸エステル系可塑剤 アセチルリシノール酸メチル、アセチルリシノール酸ブ チル、ブチルフタリルブチルグリコレート、アセチルク エン酸トリブチル等。

【0121】 (g) エポキシ可塑剤

エポキシ化大豆油、エポキシ化アマニ油、エポキシステアリン酸ブチル、エポキシステアリン酸デシル、エポキ 40 システアリン酸オクチル、エポキシステアリン酸ベンジル、エポキシへキサヒドロフタル酸ジオクチル、エポキシへキサヒドロフタル酸ジデシル等。

【0122】(h) 二価アルコールエステル系可塑剤 ジエチレングリコールジベンゾエート、トリエチレング リコールジー2-エチルブチラート等。

【0123】(i)含塩素可塑剤

塩素化パラフィン、塩素化ジフェニル、塩素化脂肪酸メ チル、メトキシ塩素化脂肪酸メチル等。

【0124】(j)ポリエステル系可塑剤

ポリプロピレンアジペート、ポリプロピレンセパケート、ポリエステル、アセチル化ポリエステル等。

58

【0125】(k) スルホン酸誘導体

pートルエンスルホンアミド、oートルエンスルホンアミド、pートルエンスルホンエチルアミド、oートルエンスルホンエチルアミド、hルエンスルホンーNーエチルアミド、pートルエンスルホンーNーシクロヘキシルアミド等。

【0126】(1) クエン酸誘導体

う クエン酸トリエチル、アセチルクエン酸トリエチル、クエン酸トリブチル、アセチルクエン酸トリブチル、アセチルクエン酸トリー2ーエチルヘキシル、アセチルクエン酸-n-オクチルデシル等。

【0127】 (m) その他

ターフェニル、部分水添ターフェニル、ショウノウ、2 ーニトロジフェニル、ジノニルナフタリン、アビエチン 酸メチル等。

【0128】各層に添加できる滑剤としては、例えば以下のものが挙げられるが、これらに限定されるものではない。

(a) 炭化水素系化合物

流動パラフィン、パラフィンワックス、マイクロワックス、低重合ポリエチレン等。

(b) 脂肪酸系化合物

ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、アラキジン酸、ベヘン酸等。

(c)脂肪酸アミド系化合物

ステアリルアミド、パルミチルアミド、オレインアミド、メチレンビスステアロアミド、エチレンビスステア 30 ロアミド等。

(d) エステル系化合物

脂肪酸の低級アルコールエステル、脂肪酸の多価アルコールエステル、脂肪酸ポリグリコールエステル等。

(e) アルコール系化合物

セチルアルコール、ステアリルアルコール、エチレング リコール、ポリエチレングリコール、ポリグリセロール 等。

(f) 金属石けん

(g) 天然ワックス

カルナバロウ、カンデリラロウ、蜜ロウ、鯨ロウ、イボ タロウ、モンタンロウ等。

(h)その他

シリコーン化合物、フッ素化合物等。

【0129】各層に添加できる紫外線吸収剤としては、 例えば以下のものが挙げられるが、これらに限定される ものではない。

50 (a)ベンゾフェノン系

2-ヒドロキシベンソフェノン、2, 4-ジヒドロキシベンソフェノン、2, 2', 4-トリヒドロキシベンソフェノン、2, 2', 4, 4'-テトラヒドロキシベンソフェノン、2, 2'-ジヒドロキシー4-メトキシベンゾフェノン等。

(b) サルシレート系

フェニルサルシレート、2, 4-ジー t-ブチルフェニル3, 5-ジー t-ブチルー4-ヒドロキシベンゾエート等。

- (c) ベンゾトリアゾール系
- (2'-ヒドロキシフェニル)ベンゾトリアゾール、

(2'-ヒドロキシ-5'-メチルフェニル) ベンゾトリアゾール、(2'-ヒドロキシ-5'-エチルフェニル) ベンゾトリアゾール、(2'-ヒドロキシ-3'-ターシャリブチル-5'-メチルフェニル) 5-クロロベンゾトリアゾール等。

(d) シアノアクリレート系

エチルー2ーシアノー3, 3ージフェニルアクリレート、メチルー2ーカルボメトキシー3ー (パラメトキシ) アクリレート等。

(e) クエンチャー (金属錯塩系)

ニッケル (2, 2'ーチオビス (4-t-オクチル) フェノレート) ノルマルブチルアミン、ニッケルジブチルジチオカルバメート、コバルトジシクロヘキシルジチオホスフェート等。

(f) HALS (ヒンダードアミン)

【0130】次に図面を用いて本発明の電子写真方法ならびに電子写真装置を詳しく説明する。図4は、本発明の電子写真プロセスおよび電子写真装置を説明するための概略図であり、感光体(1)の周囲には、順に、除電ランプ(2)、帯電チャージャ(3)、イレーサ

(4)、画像露光部(5)、現像ユニット(6)、転写前チャージャ(7)、転写チャージャ(10)、分離チャージャ(11)、分離爪(12)、クリーニング前チャージャ(13)、ファーブラシ(14)、クリーニングブラシ(15)等の各ユニットが配置されている。レジストローラ(8)により感光体(1)に供給された転写紙(9)には転写位置でトナー像が転写される。下記するような変形例も本発明の範疇に属するものである。

【0131】図4において、感光体(1)は導電性支持体上に特定のX線回折スペクトルを与えるチタニルフタロシアニンを含有する電荷発生層と移動度が前述の値を満足する電荷輸送層が積層された感光層からなるものである。感光体(1)はドラム状の形状を示しているが、シート状、エンドレスベルト状のものであってもよい。帯電チャージャ(3)、転写前チャージャ(7)、気にサインが前チャージャ(13)には、コロトロン、スコロトロン、固体帯電器(ソリッド・ステート・チャージャ)、帯電ローラを始めとする公知の手段が用いられる。転写手段には、一般に上記の帯電器が使用できるが、図に示されるように転写チャージャーと分離チャージャーを併用したものが効果的である。

【0132】また、画像露光部(5)、除電ランプ(2)等の光源には、蛍光灯、タングステンランプ、ハロゲンランプ、水銀灯、ナトリウム灯、発光ダイオード(LED)、半導体レーザー(LD)、エレクトロルミネッセンス(EL)などの発光物全般を用いることができる。そして、所望の波長域の光のみを照射するために、シャープカットフィルター、バンドパスフィルター、近赤外カットフィルター、ダイクロイックフィルター、干渉フィルター、色温度変換フィルターなどの各種フィルターを用いることもできる。かかる光源等は、図4に示される工程の他に、光照射を併用した転写工程、除電工程、クリーニング工程、あるいは前露光等の工程を設けることにより、感光体に光が照射される。

【0133】さて、現像ユニット(6)により、感光体(1)上に現像されたトナーは、転写紙(9)に転写さるのれるが、全部が転写されるわけではなく、感光体(1)上に残存するトナーも生ずる。このようなトナーはファーブラシ(14)およびブレード(15)により、感光体より除去される。クリーニングは、クリーニングブラシだけで行なわれることもあり、クリーニングブラシにはファーブラシ、マグファーブラシを始めとする公知のものが用いられる。電子写真感光体に正(負)帯電をし、画像露光を行なうと、感光体表面上には正(負)の静電潜像が形成される。これを負(正)極性のトナー(検電微粒子)で現像すれば、ポジ画像が得られるし、また正(負)極性のトナーで現像すれば、ネガ画像が得られる。かかる現像手段には、公知の方法が用いられ

【0134】図5には、本発明による電子写真プロセスの別の例を示す。感光体(21)は導電性支持体上に特定のX線回折スペクトルを与えるチタニルフタロシアニンを含有する電荷発生層と移動度が前述の値を満足する電荷輸送層が積層された感光層からなるものであり、駆動ローラ(22a)、(22b)により駆動され、帯電50器(23)による帯電、光源(24)による像露光、現

61

像(図示せず)、帯電器(25)を用いる転写、光源 (26)によるクリーニング前露光、ブラシ(27)に よるクリーニング、光源(28)による除電が繰り返し 行なわれる。図5においては、感光体(21)(勿論こ の場合は支持体が透光性である)に支持体側よりクリー ニング前露光の光照射が行なわれる。

【0135】図13、図14には、本発明において帯電ローラを用いた電子写真装置、プロセスカートリッジを示す。帯電用部材(38)が感光体に接触もしくは近接配置されている。必要に応じて、転写前チャージャ (7)、転写チャージャ、分離チャージャ、クリーニング前チャージャ (13)が配置され、コロトロン、スコロトロン、固体帯電器 (ソリッド・ステート・チャー)、帯電ローラを始めとする公知の手段が用いる。また、感光体上の未クリーニングトナーの帯電配材への付着などを考慮すると、帯電部材は感光体に接触するよりも非接触近接配置の方が優れている。帯電用部材により感光体に帯電を施す際、帯電部材に直流成分に交流成分を重畳した電界により感光体に帯電を与えることにより、帯電ムラを低減することが可能で効果的である。

【0136】以上の図示した電子写真プロセスは、本発明における実施形態を例示するものであって、もちろん他の実施形態も可能である。例えば、図5において支持体側よりクリーニング前露光を行なっているが、これは感光層側から行なってもよいし、また、像露光、除電光の照射を支持体側から行なってもよい。

【0137】一方、光照射工程は、像露光、クリーニング前露光、除電露光が図示されているが、他に転写前露光、像露光のプレ露光、およびその他公知の光照射工程 30を設けて、感光体に光照射を行なうこともできる。

【0138】以上に示すような本発明の画像形成手段は、複写装置、ファクシミリ、プリンター内に固定して組み込まれていてもよいが、プロセスカートリッジの形でそれら装置内に組み込まれてもよい。プロセスカートリッジとは、感光体を内蔵し、他に帯電手段、露光手段、現像手段、転写手段、クリーニング手段、除電手段を含んだ1つの装置(部品)である。プロセスカートリッジの形状等は多く挙げられるが、一般的な例として、図6に示すものが挙げられる。この例において、感光体(16)は、導電性支持体上に特定のX線回折スペクトルを与えるチタニルフタロシアニンを含有する電荷発生層と移動度が前述の値を満足する電荷輸送層が積層された感光層からなるものである。

[0139]

【実施例】以下、本発明を実施例を挙げて説明するが、

本発明が実施例により制約を受けるものではない。な お、部はすべて重量部である。

【0140】 [チタニルフタロシアニンの合成] まず、本発明におけるチタニルフタロシアニンの具体的な合成例を述べる。

[合成例1~6、及び比較合成例1、2] 1, 3ージイ ミノイソインドリン29.2gとスルホラン200ml を混合し、窒素気流下でチタニウムテトラブトキシド2 4gを滴下する。滴下終了後、徐々に180℃まで 昇温し、反応温度を170℃~180℃の間に保ちなが ら5時間撹拌して反応を行なった。反応終了後、放冷し た後折出物を濾過し、クロロホルムで粉体が青色になる まで洗浄し、つぎにメタノールで数回洗浄し、さらに8 0℃の熱水で数回洗浄した後乾燥し、粗チタニルフタロ シアニンを得た。粗チタニルフタロシアニンを20倍量 の濃硫酸に溶解し、100倍量の氷水に撹拌しながら滴 下し、析出した結晶を濾過、ついで洗浄液が中性になる まで水洗を繰り返し、チタニルフタロシアニン顔料のウ エットケーキを得た。このケーキの乾燥品のX線回析ス ペクトルは図7に示される。得られたウェットケーキ2 gを表7に示す有機溶媒20gに投入し、4時間撹拌を 行なった。これにメタノール100gを追加して、1時 間撹拌を行なった後、濾過を行ない、乾燥して、本発明 のチタニルフタロシアニン結晶粉末を得た。

【0141】得られたチタニルフタロシアニン結晶粉末を、下記の条件によりX線回折スペクトル測定した。 X線管球:Cu、電圧:50kV、電流:30mA、走査速度:2°/分、走査範囲:3°~40°、時定数:

【0142】X線回折スペクトルから、最低角側のピーク位置及び28.6°のピーク強度の27.2°のピーク強度に対する割合を次のように求めた。まず、スペクトルをベースライン補正を行ない、27.2°及び28.6°のピーク強度を求める。これを単純に比較して百分率として割合を求めた。その結果を併せて表7に示す。なお、合成例1~6及び比較合成例1、2で作製された顔料のX線回折スペクトルを図8~図10に示すが、合成例1~6のスペクトルはほとんど同一なもののため、合成例4で作製した顔料結晶のX線回折スペクトルを図9に比較合成例1で作製された顔料結晶のX線回析スペクトルを図9に比較合成例2で作製された顔料結晶のX線回析スペクトルを図9に比較合成例2で作製された顔料結晶のX線回析スペクトルを図10にそれぞれ示す。

[0143]

【表 7 】

【0144】 [比較合成例3] 特開平1-299874 号公報に記載の方法に準じて顔料結晶を作製した。すな わち、合成例1で作製したウェットケーキを乾燥し、乾 燥物1gをポリエチレングリコール50gに加え、10 Ogのガラスビーズと共にサンドミルを行なった。結晶 転移後、希硫酸、水酸化アンモニウム水溶液で順次洗浄 20 し、乾燥して顔料結晶を得た。

【0145】[比較合成例4]特開平3-269064 号公報に記載の方法に準じて顔料結晶を作製した。すな わち、合成例1で作製したウェットケーキを乾燥し、乾 燥物1gをイオン交換水10gとモノクロルベンゼン1 gの混合溶媒中で1時間撹拌(50℃)した後、メタノ ールとイオン交換水で洗浄し、乾燥して顔料結晶を得 た。

【0146】 [比較合成例5] 特開平2-8256号公 報に記載の方法に準じて顔料結晶を作製した。すなわ ち、フタロジニトリル9.8gと1-クロロナフタレン 75mlを撹拌混合し、窒素気流下で四塩化チタン2. 2mlを滴下する。滴下終了後、徐々に200℃まで昇 温し、反応温度を200℃~220℃の間に保ちながら 3時間撹拌して反応を行なった。反応終了後、放冷し1 30℃になったところ熱時濾過し、次いで、1-クロロ ナフタレンで粉体が青色になるまで洗浄し、つぎにメタ ノールで数回洗浄し、さらに80℃の熱水で数回洗浄し た後乾燥し、顔料結晶を得た。

【0147】 [比較合成例6] 特開昭64-17066 40 確認した。結果を表8に示す。 号公報に記載の方法に準じて顔料結晶を作製した。すな わち、α型TiOPc5部を食塩10g及びポリエチレ

ングリコール5gと共にサンドグラインダーにて100 ℃、10時間結晶変換処理を行なった。これをイオン交 換水及びメタノールで洗浄し、希硫酸水溶液で精製し、 イオン交換水で酸分がなくなるまで洗浄した後、乾燥し て顔料結晶を得た。

【0148】 [比較合成例7] 特許第2782765号 記載の実施例の方法に準じて、顔料を作製した。すなわ ち、o-フタロジニトリル20. 4部、四塩化チタン 7. 6部をキノリン50部中で200℃にて2時間加熱 反応後、水蒸気蒸溜で溶媒を除き、2%塩酸水溶液、続 いて2%水酸化ナトリウム水溶液で精製し、メタノー ル、N、N-ジメチルホルムアミドで洗浄後、乾燥し、 オキシチタニウムフタロシアニン (TiOPc) を得 た。このチタニルフタロシアニン2部を5℃の98%硫 酸40部の中に少しずつ溶解し、その混合物を約1時 間、5℃以下の温度を保ちながら撹拌する。続いて硫酸 溶液を高速撹拌した400部の氷水中に、ゆっくりと注 入し、析出した結晶を濾過する。結晶を酸が残量しなく なるまで蒸留水で洗浄し、ウエットケーキを得る。その ケーキをTHF100部中で約5時間撹拌を行ない、ろ 過、THFによる洗浄を行ない乾燥後、チタニルフタロ シアニン結晶を得た。

【0149】以上の比較合成例3~7で作製した顔料結 晶は前述と同様の方法でX線回折スペクトルを測定し、 それぞれの公報に記載のスペクトルと同様であることを

[0150]

【表8】

65		bt				
	最低角ピーク位置	28.6° のピーク強度の 27.2° の ピーク強度に対する割合(%)				
比較合成例3	7. 3°	20.5				
比較合成例 4	9. 6°	11.6				
比較合成例 5	7. 5°	14.3				
比較合成例 6	7.3°(但し7.6°に もピーク有り)	11.7				
比較合成例 7	7. 5°	6. 5				

【0151】 [比較合成例8、9] 合成例1で得た顔料結晶と比較合成例7で得られた顔料結晶にそれぞれ特開昭61-239248号公報に記載の顔料結晶と同様に作製したものを3重量%添加し、乳鉢で混合して、比較合成例8、9として、先ほどと同様にX線回折スペクトルを測定した。比較合成例8のスペクトルを図11に、比較合成例9のスペクトルを図12に示す。図11のスペクトルにおいては、低角側に7.3'と7.5'の2つ*

*にピークが存在し、少なくとも7.3'と7.5'のピークは異なるものであることが分かる。一方、図12のスペクトルにおいては、低角側のピークは7.5'のみに存在し、図11のスペクトルとは明らかに異なっている。

【0152】(実施例1~6および比較例1~9)合成例1~6および比較合成例1~9で作製した顔料結晶を用いて、下記組成の分散液を作製した。

合成した顔料結晶

メチルエチルケトン

ポリビニルブチラール (アセチル化度 4mol%)

15部

10部

600部

メチルエチルケトンによりポリビニルブチラールを溶解 し、次いでそれぞれ合成した顔料結晶を加え、ボールミ リングにより分散を行なった。

【0153】(実施例7~12および比較例10~18)実施例1~6および比較例1~9で用いたメチルエチルケトンの代わりに、酢酸n-ブチルを分散媒として用いた以外は全く同様に分散液を作製した。

【0154】(比較例19~33)実施例1~6および 30 比較例1~9で用いたメチルエチルケトンの代わりに、 ブタノールを分散媒として用いた以外は全く同様に分散 液を作製した

【0155】実施例1~12および比較例1~33で作製した分散液を浸漬塗工法により表面を陽極酸化したアルミドラムに塗工製膜した。また分散液作製後、1ヶ月の静置保管テストを行なった。その結果、実施例1~12および比較例1~18で作製した分散液は浸漬塗工に※

※よりいずれも良好な塗膜が得られたが、比較例19~3 3で作製した分散液は分散が不良で良好な結果が得られなかった。また1ヶ月後の静置保管の後、沈降性を目視にて確認したが、実施例1~12および比較例1~18 で作製した分散液は沈降がわずかで、攪拌するだけで十分に再分散が可能であった。一方、比較例19~33で作製した分散液は沈降が著しく、保管容器の底に顔料が溜まっており、再分散が非常に困難であった。

【0156】(実施例13~18および比較例34~42)実施例1~6および比較例1~9で作製した分散液を用いて以下の電子写真感光体を作製した。厚さ1mmのアルミ板上に、下記組成の中間層用塗工液、電荷発生層用塗工液、電荷輸送層用塗工液を順次、塗布乾燥して、4μmの中間層、0.3μmの電荷発生層、25μmの電荷輸送層からなる電子写真感光体を形成した。

[下引き層塗工液]

二酸化チタン粉末

15部

ポリビニルブチラール

6部150部

2ーブタノン

[電荷発生層塗工液]

先述の分散液をそれぞれ用いた(対応は表3に記載)。

[電荷輸送層塗工液]

ポリカーボネート

10部

下記構造式の電荷輸送物質

8部

【0157】 【化40】

塩化メチレン

80部

【0158】上記のように作製した電子写真感光体を静 電複写紙試験装置 (川口電気製作所製SP-428型) 電電圧にて、コロナ帯電を15秒間行ない、次いで、暗 減衰させ、暗減衰15秒後に1 µW/cm²の光(78 0±10nm) を照射した。この時、帯電15秒後の表 面電位V15 (一V) 、V15と暗減衰後の表面電位V 30 (-V) の比 (DD) 、および暗滅衰後の表面電位*

* V30 (-V) を半分の電位に光減衰させるのに必要な 露光量E1/2 [μ J/c m²] を測定した。結果を表 を用いて次のように評価した。まず、-5.6 k V の放 10 3 に示す。更に、上記の帯電と露光を30分間繰り返し た後、同様の測定を行ない、疲労後の特性とした。結果 を表9に合わせて示す。

> [0159] 【表9】

感光体		疲労前			疲労後		
慰光体	分散液	V15(-V)	D.D.	E 1/2	V15(-V)	D.D.	E1/2
実施例 13	実施例]	1580	0.83	0.20	1492	0.79	0.19
実施例 14	実施例2	1670	0.84	0.22	1490	0.80	0.21
実施例 15	実施例3	1575	0.85	0.21	1488	0.80	0.20
実施例 16	実施例 4	1583	0.84	0.21	1493	0.79	0.21
実施例 17	実施例 5	1580	0.83	0.21	1486	0.79	0.20
実施例 18	実施例 6	1578	0.83	0.22	1480	0.78	0.21
比較例 34	比較例 1	1090	0.30	0.43	700	0.11	0.44
比較例 35	比較例2	1580	0.74	0.35	1030	0.22	0.36
比較例 36	比較例3	1492	0.73	0.23	1218	0.36	0.25
比較例 37	比較例4	1523	0.81	0.80	1322	0.44	0.41
比較例 38	比較例 5	1486	0.45	0.33	1080	0.18	0.35
比較例 39	比較例6	1477	0.60	0.24	1178	0.21	0.27
比較例 40	比較例7	1510	0.65	0.23	1235	0.48	0.24
比較例 41	比較例8	1490	0.80	0.20	1360	0.49	0.20
比較例 42	比較例 9	1470	0.59	0.24	1053	0.20	0.24

※【0160】 (実施例19) 合成例4で作製した顔料結 表9より、実施例13~18の電子写真感光体は疲労後 においても帯電性および光感度が良好であることがわか 晶を作製して、下記組成の電荷発生層用塗工液を作製し る。 ※40 た。

合成した顔料結晶

15部

ポリビニルブチラール (アセチル化度 5.5mol%)

10部

メチルエチルケトン

600部

メチルエチルケトンにポリビニルブチラールを溶解し、 次いでそれぞれ合成した顔料を加え、ボールミリングに より分散を行なった。これを電荷発生層に用いて、実施 例13と同じ方法・条件にて感光体を作製した。

★【0161】 (実施例20) 合成例4で作製した顔料結 晶を作製して、下記組成の電荷発生層用塗工液を作製し た。

合成した顔料結晶

15部

ポリビニルブチラール (アセチル化度 2mol%)

10部

メチルエチルケトン

600部

メチルエチルケトンによりポリビニルブチラールを溶解 し、次いでそれぞれ合成した顔料を加え、ボールミリン グにより分散を行なった。これを電荷発生層に用いて、 実施例13と同じ方法・条件にて感光体を作製した。

*【0162】上記のように作製した感光体を実施例13 と同じように評価した。結果を表10に示す。

[0163]

【表10】

	2211 211 21 22 2					
感光体	疲労前		疲労後			
	V15(-V)	D.D.	E1/2	V15(-V)	D.D.	E1/2
実施例 19	1580	0.85	0.21	1497	0.80	0.21
実施例 20	1560	0.83	0.21	1350	0.58	0.21

表10から、ポリビニルブチラールのアセチル化度が4 %以上の場合、帯電性の低下が少ないことが明らかであ る。

【0164】 [電荷輸送層に低分子電荷輸送物質と不活 性高分子とを含有する例〕

[実施例21~26、比較例43、44] 電鋳ニッケル※

下引き層塗工液

二酸化チタン粉末 ポリビニルブチラール 2ープタノン

※・ベルト上に下記組成の下引き層塗工液、電荷発生層塗 工液、および電荷輸送層塗工液を、順次塗布・乾燥し、 4μmの中間層、0.3μmの電荷発生層、25μmの 電荷輸送層からなる電子写真感光体を形成した。

[0165]

15部 6部

150部

[0166]

電荷発生層塗工液

合成例1~6及び比較合成例1、2で合成した顔料結晶 15部

ポリビニルブチラール メチルエチルケトン

600部

6部

メチルエチルケトンにポリビニルプチラールを溶解し、 次いでそれぞれ合成した顔料結晶を加え、ビーズミリン★

電荷輸送層塗工液

A型ポリカーボネート

塩化メチレン

下記構造式の電荷輸送物質

[0168] 【化41】

【0169】 [実施例27] 実施例21における電荷輸 送層塗工液中の電荷輸送物質を以下のものに変更した以 外は実施例21と同様に電子写真感光体を作製した。

[0170] 【化42】

10部

★グにより分散を行なった。

[0167]

7部

80部

【0171】 [実施例28] 実施例21における電荷輸 送層塗工液中の電荷輸送物質を以下のものに変更した以 外は実施例21と同様に電子写真感光体を作製した。 [0172]

【化43】

【0173】 [実施例29] 実施例21における電荷輸送層塗工液中の電荷輸送物質を以下のものに変更した以 10外は実施例21と同様に電子写真感光体を作製した。

[0174]

【化44】

【0175】 [実施例30] 実施例21における電荷輸送層塗工液中の電荷輸送物質を以下のものに変更した以外は実施例21と同様に電子写真感光体を作製した。

[0176]

下引き層塗工液

二酸化チタン粉末 ポリビニルブチラール 2ーブタノン 15部

6部

150部

[0183]

電荷発生層塗工液

比較合成例7~9で合成した顔料結晶15部ポリビニルブチラール (アセチル化度 4mol%)10部メチルエチルケトン600部

メチルエチルケトンにポリビニルブチラールを溶解し、

※グにより分散を行なった。

次いでそれぞれ合成した顔料結晶を加え、ビーズミリン※ 【0184】

電荷輸送層塗工液

ポリカーボネート10部下記構造式の電荷輸送物質7部

[0185]

送層塗工液中の電荷輸送物質を以下のものに変更した以外は実施例21と同様に電子写真感光体を作製した。 【0178】 【化46】 H₃C CH=CH

*【0177】 [実施例31] 実施例21における電荷輸

【0179】 [比較例45~50] 実施例21~26における電荷輸送層塗工液中の電荷輸送物質を以下のものに変更した以外は実施例21~26と同様に電子写真感光体を作製した。

[0180]

20

$$\begin{array}{c|c} \text{(\mathbb{H}4 7]} & \text{CH}_3 & \text{H}_3 \text{C} \\ & \text{H}_5 \text{C}_2 \\ & \text{H}_5 \text{C}_2 \end{array}$$

【0181】 [比較例51~53] 電鋳ニッケル・ベルト上に下記組成の下記組成の下引き層塗工液、電荷発生層塗工液、および電荷輸送層塗工液を、順次塗布・乾燥 し、4μmの中間層、0.3μmの電荷発生層、25μmの電荷輸送層からなる電子写真感光体を形成した。 【0182】

塩化メチレン

80部

【0186】実施例21~31及び比較例43~53で (ただし、クリーニング前露光はなし) に装着し、画像 露光光源を180nmの半導体レーザー (ポリゴン・ミ ラーによる画像書き込み)として、現像直前の感光体の 表面電位が測定できるように表面電位計のプローブを挿 入した。連続して1万枚の印刷を行ない、そのときの画 像露光部と画像非露光部の表面電位を初期と1万枚後に*

* 測定した。結果を表11に示す。なお、各感光体に使用 作製した電子写真感光体を図4に示す電子写真プロセス 10 した電荷輸送層と同じ組成の移動度測定用の試料を作製 し、画像非露光部に相当する電界強度のときの移動度 (cm²/Vsec)を測定した。この結果も併せて表 11に示す。

> [0187] 【表11】

感光体	使用した	表面電位(初期)		表面電位(移動度 (×10 ⁻⁵)	
	2541144133	西像非聲	画像属光	画像非常	画像露光	,
		光部 (-V)	部(-V)	光部(-٧)	部(-V)	
実施例 21	合成例1	950	120	945	125	1. 7
実施例 22	合成例2	945	125	945	130	1. 7
実施例 23	合成例3	960	130	955	135	1. 7
実施例 24	合成例4	965	1 2 5	965	125	1.7
実施例 25	合成例5	955	120	950	125	1. 7
実施例 26	合成例6	960	1 2 5	955	130	1. 7
実施例 27	合成例1	955	130	950	130	1. 3
実施例 28	合成例1	965	120	960	115	2. 2
実施例 29	合成例1	945	130	940	125	1.5
実施例 30	合成例 1	950	1 2 5	945	120	1.4
実施例 31		940	115.	930	115	4. 0
比較例43	比較 合成例1	900	180	760	230	1. 7
比較例44	比較 合成例 2	920	150	790	185	1. 7
比較例45	合成例1	960	150	910	250	0.4
比較例 46	合成例2	965	155	900	260	0.4
比較例47	合成例3	960	150	910	255	0.4
比較例48	合成例4	965	160	905	260	0.4
比較例49	合成例5	955	155	910	260	0.4
比較例50	合成例6	960	160	905	270	0.4
比較例51	比較 合成例7	930	130	810	140	1. 7
比較例 52	比較 合成例8	940	120	830	125	1.7
比較例 53	比較 合成例9	930	140	780	150	1. 7

.76

【0188】表11より、実施例21~26の電子写真 感光体は繰り返し使用後にも、安定した表面電位を維持 していることがわかる。

75

【0189】 [実施例32及び比較例54、55] アル ミニウムシリンダー上に下記組成の下引き層塗工液、電* * 荷発生層塗工液、および電荷輸送層塗工液を順次塗布・ 乾燥し、3.5μmの中間層、0.2μmの電荷発生 層、28 μmの電荷輸送層からなる電子写真感光体を形 成した。

[0190]

下引き層塗工液

二酸化チタン粉末 メラミン樹脂 アルキッド樹脂 2ープタノン

400部 65部 120部 400部

[0191]

電荷発生層塗工液

合成例1及び比較合成例3、4で合成した顔料結晶 15部 ポリビニルブチラール 10部 酢酸n-プロピル 600部 ※により分散を行なった。

酢酸n-プロピルにポリビニルブチラールを溶解し、次 いでそれぞれ合成した顔料結晶を加え、ビーズミリング※

[0192]

[0195]

電荷輸送層塗工液

2型ポリカーボネート 塩化メチレン

下記構造式の電荷輸送物質

10部

32と同様に電子写真感光体を作製した。

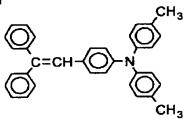
80部

7部

★【0194】 [実施例33] 実施例32における電荷輸

送層塗工液を以下の組成のものに変更した以外は実施例

[0193] 【化49】



★30

電荷輸送層塗工液

Z型ポリカーボネート

塩化メチレン

下記構造式の電荷輸送物質

10部

80部

8部

[0196] 【化50】

☆【0197】 [実施例34] 実施例32における電荷輸 送層塗工液を以下の組成のものに変更した以外は実施例 32と同様に電子写真感光体を作製した。

[0198]

40

電荷輸送層塗工液

2型ポリカーボネート 塩化メチレン 下記構造式の電荷輸送物質 10部

80部

10部

[0199] 【化51】

*55の各電子写真感光体を図3に示す電子写真プロセスに装着し(ただし、画像露光光源を780nmに発光を持つLDとした)、連続して1万枚の印刷を行ない、そのときの画像を初期と1万枚後に評価した。結果を表12に示す。

【0201】 【表12】

【0200】上記の実施例32~34及び比較例54、*

感光体	使用した	電荷輸送物質	画像(初期)	画像(1万枚目)
	頗料結晶	濃度(w t %)		
実施例32	合成例1	4.1	良好	良好
実施例33	合成例1	44	良好	良好
実施例34	合成例1	5 0	良好	わずかな黒スジが
			_	発生(但し問題にな
			·	るほどではない)
比較例 54	比較	4.1	わずかな地汚れ	地汚れ及び画像濃
	合成例3		(但し問題になる	度低下の発生
			ほどではない)	
比較例 55	比較	4 1	わずかな地汚れ	地汚れ及び画像濃
-	合成例4		(但し問題になる	度低下の発生
			ほどではない)	

【0202】 [比較例56~58] 比較例51~53と同じ感光体を図4に示す装置に搭載し、以下の帯電条件※

※で、3万枚の画像評価を行なった。連続印刷を3万枚と した他は、比較例42と同様に評価した。

帯電条件: DCバイアス: -900V

ACパイアス:1.8kV (peak to peak)

周波数2kHz

結果を表13に示す。

[0203]

★【表13】

感光体	使用した 顔料結晶	画像(初期)	画像 (30000 枚)
比較例 56	比較合成例 7	良好	黒ポチの発生、 地汚れの発生
比較例 57	比較合成例 8	良好	黒ポチの発生、 地汚れの発生
比較例 58	比較合成例 9	僅かに地汚れ	黒ポチの発生、 地汚れの発生 比較例 56 より 程度が悪い

【0204】表12から実施例32、33の電子写真感 光体は繰り返し使用後にも、良好な画像を維持している ことがわかる。また、実施例34の感光体は特に問題に ならない範囲であるが、実施例32、33の感光体に比 べると、繰り返し使用後の画像がやや劣ることがわか る。

【0205】 [実施例35] アルミニウムシリンダー表面を陽極酸化処理した後、封孔処理を行なった。この上に下記電荷発生層塗工液、電荷輸送層塗工液を順次塗布50・乾燥し、各々0.2 μmの電荷発生層、20 μmの電

荷輸送層を形成し、本発明の電子写真感光体を作製し

* [0206]

※より分散を行なった。

[0207]

た。

電荷発生層塗工液

合成例4で合成した顔料結晶

ポリビニルブチラール

酢酸nーブチル

15部

10部

600部

酢酸nーブチルにポリビニルブチラールを溶解し、次いでそれぞれ合成した顔料結晶を加え、ビーズミリングに※

電荷輸送層塗工液

ポリカーボネート

塩化メチレン

下記構造式の電荷輸送物質

10部80部

7部

【0208】 【化52】

C=CH-O-N

★【0209】 [実施例36] 実施例35における電荷輸送層塗工液を以下のものに変更した以外は実施例35と同様に電子写真感光体を作製した。

[0210]

★20

電荷輸送層塗工液

ポリカーボネート

塩化メチレン

下記構造式の電荷輸送物質

10部

80部

7部

[0211] [化53]

CH₃

H₃C

N

CH₃

H₃C

CH₃

☆【0212】 [実施例37] 実施例35における電荷輸送層塗工液を以下のものに変更した以外は実施例35と同様に電子写真感光体を作製した。

[0213]

30

電荷輸送層塗工液

ポリカーボネート

塩化メチレン

下記構造式の電荷輸送物質

10部

80部7部

[0214] [化54]

◆【0215】 [実施例38] 実施例35における電荷輸送層盤工液を以下のものに変更した以外は実施例35と

40 同様に電子写真感光体を作製した。

[0216]

電荷輸送層塗工液

ポリカーボネート

塩化メチレン

10部

80部

下記構造式の電荷輸送物質

٠ سد

7部

【0217】 【化55】

*【0218】[実施例39]実施例35における電荷輸送層塗工液を以下のものに変更した以外は実施例35と 同様に電子写真感光体を作製した。 【0219】

10

電荷輸送層塗工液

ポリカーボネート

塩化メチレン

下記構造式の電荷輸送物質

10部

80部

7部

[0220] 【化56】

5 6]

OCH₃

OCH₃

OCH₃

※【0221】 [実施例40] 実施例35における電荷輸送層塗工液を以下のものに変更した以外は実施例35と 同様に電子写真感光体を作製した。

[0222]

20

Ж

電荷輸送層塗工液

ポリカーボネート

塩化メチレン

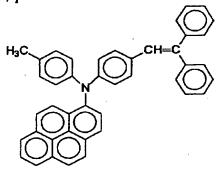
下記構造式の電荷輸送物質

10部

80部

7部

[0223] 【化57】



★【0224】 [比較例59] 実施例35における電荷発 30 生層を以下のものに変更した以外は実施例35と同様に 電子写真感光体を作製した。

[0225]

4

電荷発生層塗工液

比較合成例5で合成した顔料結晶 ポリビニルブチラール

酢酸n-ブチル

15部

10部

600部

酢酸nーブチルにポリビニルブチラールを溶解し、次いでそれぞれ合成した顔料結晶を加え、ビーズミリングにより分散を行なった。

【0226】 [比較例60] 実施例35における電荷発☆ 電荷発生層塗工液 ☆生層を以下のものに変更した以外は実施例35と同様に電子写真感光体を作製した。

[0227]

比較合成例6で合成した顔料結晶 ポリビニルブチラール

酢酸nーブチル

酢酸nーブチルにポリビニルブチラールを溶解し、次いでそれぞれ合成した顔料結晶を加え、ビーズミリングにより分散を行なった。

【0228】 [比較例61] 実施例35における電荷輸*

電荷輸送層塗工液

ポリカーボネート 塩化メチレン

下記構造式の電荷輸送物質

[0230] [化58]

電荷輸送層塗工液

ポリカーボネート

塩化メチレン

下記構造式の電荷輸送物質

[0233] [化59]

実施例35~40及び比較例59~62で作製した電子 写真感光体を図5に示す電子写真用プロセスカートリッ 8

15部10部

600部

* 送層塗工液を以下のものに変更した以外は実施例35と同様に電子写真感光体を作製した。

[0229]

10部

80部

7部

※【0231】 [比較例62] 実施例35における電荷輸送層塗工液を以下のものに変更した以外は実施例35と同様に電子写真感光体を作製した。

[0232]

20

Ж

10部

部08

7部

ジに装着した後、画像形成装置に搭載した。ただし、画像露光光源を780nmの半導体レーザー(ポリゴン・ミラーによる画像書き込み)として、現像直前の感光体の表面電位が測定できるように表面電位計のプローブを挿入した。連続して1万枚の印刷を行ない、そのときの画像露光部と画像非露光部の表面電位を初期と1万枚後に測定した。また、実施例21の場合と同様に、電荷輸送層の移動度を測定した。結果を表14に示す。

[0234]

【表14】

			,			
感光体	電荷輸送層	使用した	表面電位	(初期)	表面電位(1万枚後)
	の移動度	颜料結晶	画像非霉	画像露光	画像非繁	画像露光
	$(\times 10^{-5})$		光部(V)	部(V)	光部(V)	部(V)
実施例35	1. 6	合成例4	-950	-120	-945	-120
実施例36	1. 7	合成例4	-945	-115	-940	-115
実施例37	1. 5	合成例4	-955	-120	-945	-125
実施例38	1. 1	合成例4	-950	-115	-950	-120
実施例39	1. 1	合成例4	-955	-125	-950	-120
実施例40	3. 0	合成例4	-950	-120	-950	-115
比較例59	1.6	比較	-915	-140	-710	-205
		合成例5				
比較例60	1. 6	比較	-945	-155	-790	-170
		合成例6				
比較例61	0. 03	比較	-950	-180	-970	-260
	:	合成例4				
比較例62	0.8	比較	-955	-130	-820	-195
		合成例4				

【0235】表14から、実施例35~40の電子写真 感光体は繰り返し使用後にも、安定した表面電位を維持 していることがわかる。

【0236】 [電荷輸送層に高分子電荷輸送物質を含有 する例

[実施例41~46及び比較例63、64] 電鋳ニッケ*

下引き層塗工液

二酸化チタン粉末

ポリビニルブチラール

2ーブタノン

*ル・ベルト上に下記組成の下引き層塗工液、電荷発生層 **塗工液、および電荷輸送層塗工液を、順次塗布・乾燥** し、4μmの中間層、0.3μmの電荷発生層、25μ mの電荷輸送層からなる電子写真感光体を形成した。 [0237]

15部

6部

150部

[0238]

電荷発生層塗工液

合成例1~6及び比較合成例1、2で合成した顔料結晶 15部

ポリビニルブチラール

6部

メチルエチルケトン

600部

メチルエチルケトンにポリビニルブチラールを溶解し、 ※グにより分散を行なった。 次いでそれぞれ合成した顔料結晶を加え、ビーズミリン※ [0239]

電荷輸送層塗工液

塩化メチレン

100部

下記構造式の高分子電荷輸送物質

10部

[0240]

★【化60】

【0241】[実施例47]実施例41における電荷輸 50 送層塗工液中の高分子電荷輸送物質を以下のものに変更

87 * [0242] した以外は実施例41と同様に電子写真感光体を作製し た。

【化61】

【0243】[実施例48]実施例41における電荷輸

[0244]

送層塗工液中の高分子電荷輸送物質を以下のものに変更 10 した以外は実施例41と同様に電子写真感光体を作製し※

【化62】

【0245】 [比較例63、64] 実施例41における 電荷輸送層塗工液中の高分子電荷輸送物質を比較合成例 1、比較合成例2のものに変更した以外は実施例41と 同様に電子写真感光体を作製した。

【0246】実施例41~48及び比較例63、64で 作製した電子写真感光体を図4に示す電子写真プロセス (ただし、クリーニング前露光はなし) に装着し、画像 露光光源を780nmの半導体レーザー(ポリゴン・ミ ラーによる画像書き込み) として、現像直前の感光体の 表面電位が測定できるように表面電位計のプローブを挿

入した。連続して3万枚の印刷を行ない、そのときの画 像露光部と画像非露光部の表面電位を初期と3万枚後に 測定した。結果を表15に示す。なお、各感光体に使用 した電荷輸送層と同じ組成の移動度測定用の試料を作製 し、電界強度 5×10⁵ (V/cm) のときの移動度 (cm²/Vsec)を測定した。この結果も併せて表 15に示す。

[0247]

【表15】

. 05							
感光体	電荷報	送層	使用した	表面電	位(初期)	表面電位(3	0000枚後)
	の移撃	度	題料結晶	画像非	画像	西像非	画像
	(×10)-5)		贫光部(-∀)	露光部(-Y)	露光部(-Y)	酵光部(-∀)
実施例41	1.	1	合成例 1	940	1 2 5	930	120
実施例42	1.	1	合成例 2	935	120	925	115
実施例43	1.	1	合成例3	940	130	925	1 2 5
実施例44	1.	1	合成例 4	945	1 2 5	9 3 0	1 2 5
実施例45	1.	1	合成例 5	950	130	935	120
実施例46	1.	1	合成例 6	945	1 2 5	935	120
実施例47	1.	2	合成例 1	9 5 0	130	930	1 2 5
実施例48	1.	3	合成例 1	945	130	930	120
比較例63	1.	1	比較	920	120	780	1 4 5
			合成例 1				
比較例64	1.	1	比較	910	135	760	1,80
			合成例 2				

【0248】表15より、実施例41~48の電子写真 感光体は繰り返し使用後にも、安定した表面電位を維持 していることがわかる。

【0249】 [実施例49及び比較例65、66] アル ミニウムシリンダー上に下記組成の下引き層塗工液、電* * 荷発生層塗工液、および電荷輸送層塗工液を順次塗布・ 乾燥し、3.5μmの中間層、0.2μmの電荷発生 層、28μmの電荷輸送層からなる電子写真感光体を形 成した。

100部

[0250]

下引き層塗工液

二酸化チタン粉末 400部 メラミン樹脂 65部 アルキット樹脂 120部 2ープタノン 400部

[0251]

電荷発生層塗工液

合成例3及び比較合成例3、4で合成した顔料結晶 15部 ポリビニルブチラール 10部 酢酸n-プロピル 600部

酢酸n-プロピルにポリビニルブチラールを溶解し、次 ※により分散を行なった。 いでそれぞれ合成した顔料結晶を加え、ビーズミリング※ [0252]

電荷輸送層塗工液

塩化メチレン 下記構造式の高分子電荷輸送物質

10部

[0253] 【化63】

(47)

【0254】 [実施例50] 実施例49における電荷輸 送層塗工液中の高分子電荷輸送物質を以下のものに変更 した以外は実施例49と同様に電子写真感光体を作製し*

*た。

[0255]

【化64】

【0256】 [比較例67] 実施例49における電荷輸 送層塗工液を以下の組成のものに変更した以外は実施例※ ※49と同様に電子写真感光体を作製した。 [0257]

電荷輸送層塗工液

A型ポリカーボネート

塩化メチレン

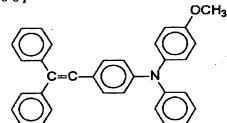
下記構造式の電荷輸送物質

10部

80部

10部

[0258] 【化65】



★【0259】上記の実施例49、50及び比較例65~ 67の各電子写真感光体を図3に示す電子写真プロセス に装着し(ただし、画像露光光源を780nmに発光を 30 持つLDとした)、連続して5万枚の印刷を行ない、そ のときの画像を初期と5万枚後に評価した。結果を表1 6に示す。

[0260] 【表16】

感光体	使用した 顔料結晶	画像(初期)	画像(5万枚目)
実施例 49	合成例3	良好	良好
実施例 50	合成例3	良好	良好
比較例 65	比較合成例 3	わずかな地汚れ(但し問	地汚れ及び画像濃度低下
		題になるほどではない)	の発生
比較例 66	比較合成例4	わずかな地汚れ(但し問	地汚れ及び画像濃度低下
		題になるほどではない)	の発生
比較例 67	合成例3	良好	膜削れに伴なう黒スジな
			どの異常画像の発生

【0261】表16から実施例49、50の電子写真感 光体は繰り返し使用後にも、良好な画像を維持している ことがわかる。また、実施例49及び比較例67の感光 50 は約2倍程度摩耗量が大きかった。

体の10万枚の印刷による電荷輸送層の膜厚変化も調べ たが、実施例49の感光体に比べ、比較例67の感光体

【0262】 [実施例51] アルミニウムシリンダー表 面を陽極酸化処理した後、封孔処理を行なった。この上 に下記電荷発生層塗工液、電荷輸送層塗工液を順次塗布

・乾燥し、各々0.2 μmの電荷発生層、20 μmの電*

た。

[0263]

電荷発生層塗工液

合成例4で合成した顔料結晶 ポリビニルブチラール

15部

* 荷輸送層を形成し、本発明の電子写真感光体を作製し

10部

酢酸nーブチル

600部

酢酸n-ブチルにポリビニルブチラールを溶解し、次い ※より分散を行なった。 でそれぞれ合成した顔料結晶を加え、ビーズミリングに※10 [0264]

電荷輸送層塗工液

塩化メチレン

100部

下記構造式の高分子電荷輸送物質

10部

[0265]

★【化66】 0.605 0-395

【0266】 [実施例52] 実施例51における電荷輸 送層塗工液中の高分子電荷輸送物質を以下のものに変更 ☆た。

[0267]

【化67】

した以外は実施例51と同様に電子写真感光体を作製し☆ 0.343 0.657

【0268】 [実施例53] 実施例51における電荷輸 送層塗工液中の高分子電荷輸送物質を以下のものに変更 した以外は実施例51と同様に電子写真感光体を作製し

[0269]

【化68】

【0270】 [比較例68] 実施例51における電荷発 生層を以下のものに変更した以外は実施例51と同様に*

電荷発生層塗工液

比較合成例5で合成した顔料結晶 ポリビニルブチラール

酢酸n-ブチル

酢酸n-ブチルにポリビニルブチラールを溶解し、次い でそれぞれ合成した顔料結晶を加え、ビーズミリングに 20 電子写真感光体を作製した。 より分散を行なった。

【0272】 [比較例69] 実施例51における電荷発※

電荷発生層塗工液

比較合成例6で合成した顔料結晶 ポリビニルブチラール

酢酸nーブチル

酢酸n-ブチルにポリビニルブチラールを溶解し、次い でそれぞれ合成した顔料結晶を加え、ビーズミリングに より分散を行なった。

作製した電子写真感光体を図5に示す電子写真用プロセ スカートリッジに装着した後、画像形成装置に搭載し た。ただし、画像露光光源を780nmの半導体レーザ ー(ポリゴン・ミラーによる画像書き込み)として、現 像直前の感光体の表面電位が測定できるように表面電位★ * 電子写真感光体を作製した。 [0271]

15部

10部

600部

※生層を以下のものに変更した以外は実施例51と同様に

[0273]

15部

10部

600部

★計のプローブを挿入した。連続して3万枚の印刷を行な い、そのときの画像露光部と画像非露光部の表面電位を、 初期と3万枚後に測定した。なお、各感光体に使用した 【0274】実施例51~53及び比較例68、69で 30 電荷輸送層と同じ組成の移動度測定用の試料を作製し、 画像非露光部に相当する電界強度のときの移動度 (cm ¹ / V s e c)を測定した。結果を併せて表 1 7 に示

[0275]

【寿17】

田亀位が、例だてきるように及田亀位人 【女工・】						
	電荷輸送層		表面電位(刃期)	表面電位(3万枚後)	
感光体	の移動度	使用した顔料結晶	画像非露	画像虧光	画像非露	画像露光
	(×10 ⁻⁵)	與 杯 和 昭	光部(V)	部(V)	光部(V)	部(V)
実施例51	1. 1	合成例4	-960	-140	-955	-140
実施例52	3. 0	合成例4	-965	-130	-955	-135
実施例53	0. 5	合成例4	-960	-150	-960	-185
比較例 6 8	1. 1	比較 合成例 5	-940	-160	-740	-205
比較例 6 9	1. 1	比較 合成例 6	-930	-165	- 7 2 0	-185

【0276】表17から、実施例51、52の電子写真

していることがわかる。

感光体は繰り返し使用後にも、安定した表面電位を維持 50 【0277】 [実施例54] 実施例32で作製した電子

97

写真感光体を、図13の装置に搭載し、帯電は以下の条件で行ない、画像露光光源を780nmの半導体レーザ (ポリゴンミラーによる画像書き込み)として、実施例*

帯電条件:DCバイアス:-900V

ACバイアス: 1.8kV (peak to peak)

周波数2kHz

初期及び一万枚後における画像は、いずれも良好であった。また、実施例32の試験を行なった際より、オゾン 臭が少なく良好であった。

【0279】 [実施例55] 実施例54において、帯電 10 部材を感光体表面より100μm離れるように近接配置 した以外は、実施例54と同様に評価を行なった。初期 及び一万枚後における画像は、いずれも良好であった。また、実施例54の場合に比べ、帯電ローラの汚れが少なかった。このため、実施例54の一万枚後にごく僅かに認められた帯電ローラ汚れに基づく、異常画像が実施例55では全く認められず、更に良好であった。

【0280】 [実施例56] 実施例55の評価において、帯電に際し、ACバイアスを印加しない条件に変更※

帯電条件:DCバイアス:-850V

ACバイアス: 2. OkV (peak to peak)

周波数2kHz

初期及び一万枚後における画像は、いずれも良好であった。また、実施例35の試験を行なった際より、オゾン 臭が少なく良好であった。

【0283】 [実施例58] 実施例57において、帯電部材を感光体表面より 100μ m離れるように近接配置した以外は、実施例57と同様に評価を行なった。初期及び一万枚後における画像は、いずれも良好であった。また、実施例54の場合に比べ、帯電ローラの汚れが少 30なかった。このため、実施例57の一万枚後にごく僅かに認められた帯電ローラ汚れに基づく、異常画像が実施例58では全く認められず、更に良好であった。

【0284】 [実施例59] 実施例58の評価において、帯電に際し、ACバイアスを印加しない条件に変更した以外は、実施例58と同様に評価を行なった。その結果、初期画像は全く問題なく良好な画像が得られたが、一万枚後においてハーフトーン画像を出力した際に、実使用上問題のない範囲であるが、僅かに画像濃度ムラが認められた。

[0285]

【発明の効果】以上、詳細且つ具体的な説明から明らかなように、本発明によれば、特定のX線回折スペクトルを与えるチタニルフタロシアニン結晶を用い、且つ低分子電荷輸送物質と不活性高分子とを含有する電荷輸送層の移動度が感光体の実使用時における画像書き込み時の電界強度のときに1×10°(cm/Vsec)以上であることによって、これを使用した感光体において、高感度を失うことなく、繰り返し使用によっても帯電性の低下と残留電位の上昇を生じない安定な電子写真感光体 50

*32と同様に連続して一万枚の印刷を行ない、画像評価を行なった。なお、帯電部材は感光体に接触している。 【0278】

※した以外は、実施例55と同様に評価を行なった。その 結果、初期画像は全く問題なく良好な画像が得られた が、一万枚後においてハーフトーン画像を出力した際 に、実使用上問題のない範囲であるが、僅かに画像濃度 ムラが認められた。

【0281】 [実施例57] 実施例35で作製した電子写真感光体を、図14の電子写真装置用プロセスカートリッジ装着し、画像形成装置に搭載し、帯電は以下の条件で行ない、画像露光光源を780nmの半導体レーザ(ポリゴンミラーによる画像書き込み)として、実施例35と同様に連続して一万枚の印刷を行ない、画像評価を行なった。尚、帯電部材は感光体に接触している。【0282】

が提供される また 特定の

が提供される。また、特定のX線回折スペクトルを与え るチタニルフタロシアニン結晶を含有する電荷発生層 と、高分子電荷輸送物質を含有する電荷輸送層を用いる ことによって、高感度を失うことなく、繰り返し使用に よっても帯電性の低下と残留電位の上昇を生じない安定 で髙耐摩耗性の電子写真感光体が提供される。さらに、 前述の感光体を用いることにより、高感度を失うことな く繰り返し使用によっても帯電性の低下と残留電位の上 昇を生じない安定な電子写真方法が提供される。また、 帯電手段が感光体に接触もしくは近接配置された電子写 真装置において、特定のX線回折スペクトルを与えるチ タニルフタロシアニン結晶を電荷発生物質に用い、かつ 特定の移動度を有する電荷輸送層を備えた電子写真感光 体を使用することにより、高感度を失うことなく繰り返 し使用によっても絶縁破壊が少なく、安定した画像を得 ることのできる電子写真装置が提供され、また、前記特 性を維持したまま、感光体の耐摩耗性を向上した機械的 高耐久な電子写真装置が提供される。更にまた、高感度 を失うことなく繰り返し使用によっても帯電性の低下と 残留電位の上昇を生じない安定な電子写真装置および電 子写真装置用プロセスカートリッジが提供される。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に用いられる電子写真感光体を表わす断 面図である。

【図2】本発明の電子写真感光体の構成例を示す断面図 である。

【図3】本発明の電子写真感光体の別の構成例を示す断面図である。

【図4】本発明の電子写真プロセスおよび電子写真装置 を説明するための概略図である。

【図5】本発明による電子写真プロセスの別の例を示す 概略図である。

【図6】本発明のプロセスカートリッジを示す図である。

【図7】ウェットケーキ乾燥品のX線回折スペクトルを示す図である。

【図8】合成例4で作製した顔料のX線回折スペクトルを示す図である。

【図9】比較合成例1で作製した顔料のX線回折スペクトルを示す図である。

【図10】比較合成例2で作製した顔料のX線回折スペクトルを示す図である。

【図11】比較合成例8で作製した顔料のX線回折スペクトルを示す図である。

【図12】比較合成例9で作製した顔料のX線回折スペクトルを示す図である。

【図13】本発明の電子写真プロセスおよび電子写真装置を説明するための別の概略図である。

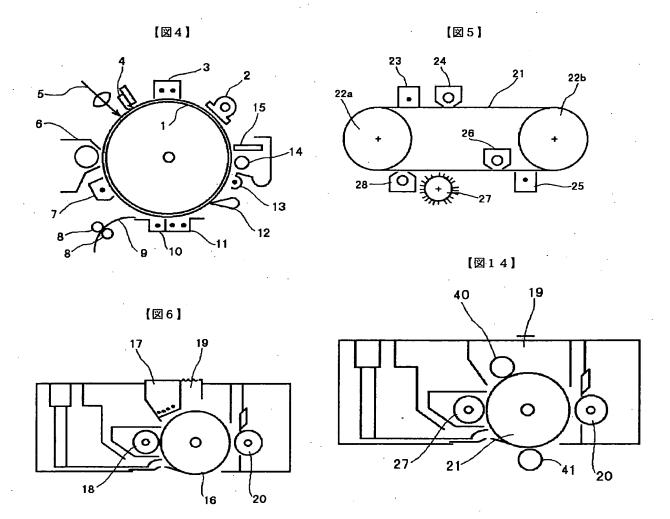
【図14】本発明のプロセスカートリッジを示す別の図である。

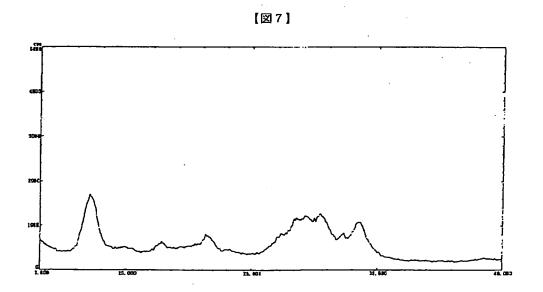
【符号の説明】

- 1 感光体
- 2 除電ランプ
- 3 帯電チャージャ
- 4 イレーサ
- 5 画像露光部
- 6 現像ユニット
- 7 転写前チャージャ

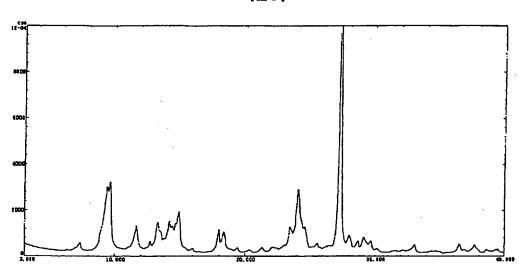
*8 レジストローラ

- 9 転写紙
- 10 転写チャージャ
- 11 分離チャージャ
- 12 分離爪
- 13 クリーニング前チャージャ
- 14 ファーブラシ
- 15 クリーニングブラシ
- 16 感光体
- 10 17 帯電チャージャ
 - 18 クリーニングブラシ
 - 19 画像露光部
 - 20 現像ローラ
 - 21 感光体
 - 22a 駆動ローラ
 - 22b 駆動ローラ
 - 23 帯電チャージャ
 - 24 像露光源
 - 25 転写チャージャ
- 20 26 クリーニング前露光
 - 27 クリーニングブラシ
 - 28 除電光源
 - 31 導電性支持体
 - 3 3 感光層
 - 35 電荷発生層
 - 37 電荷輸送層
 - 38 帯電部材
 - 39 転写ベルト
 - 40 帯電部材
- *30 41 転写ローラ

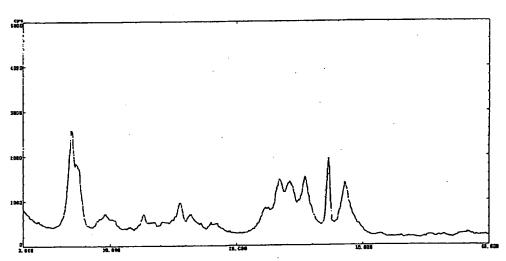




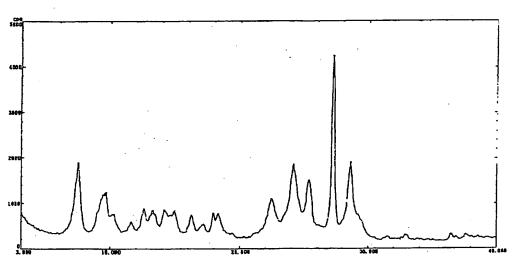




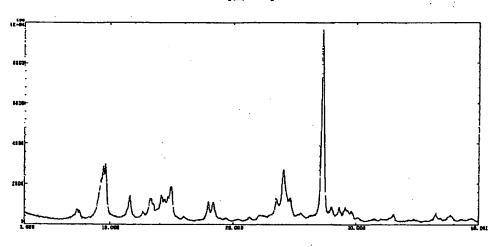
【図9】



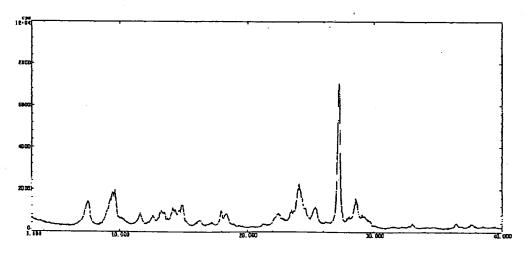




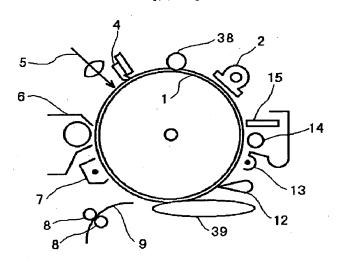
【図11】



【図12】



【図13】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁷		識別記号	FΙ		テーマコード(参考)
G 0 3 G	5/06	3 1 3	G 0 3 G	5/06	3 1 3
		3 1 4	•		3 1 4 Z
		371			3 7 1
	5/07	103	•	5/07	1 0 3